

# BACHELORARBEIT

Herr Tao Zhang

Experimenteller Vergleich von Messverfahren für die Topografiemessung gestrahlter Oberflächen

Mittweida, 2021

# BACHELORARBEIT

## Experimenteller Vergleich von Messverfahren für die Topografiemessung gestrahlter Oberflächen

Autor: Herr

**Tao Zhang** 

Studiengang: Elektro- und Informationstechnik

> Seminargruppe: EI17sA-BC

Erstprüfer: Prof. Dr.-Ing. Renè Pleul

Zweitprüfer: Prof. Dr.-Ing. Marco Gerlach

Einreichung: Mittweida, 04.06.2021

Verteidigung/Bewertung: Chemnitz, 2021 Faculty of Engineering

## **BACHELOR THESIS**

## Experimental comparison of measurement methods for the topography measurement of blasted surfaces

author: Mr.

**Tao Zhang** 

course of studies: Electrical and Information Technology

> seminar group: EI17sA-BC

first examiner: Prof. Dr.-Ing. Renè Pleul

second examiner: Prof. Dr.-Ing. Marco Gerlach

> submission: Mittweida, 04.06.2021

> > defence/ evaluation: Chemnitz, 2021

## Bibliografische Beschreibung:

Zhang, Tao:

Experimenteller Vergleich von Messverfahren für die Topografiemessung gestrahlter Oberflächen.

65 Seiten, Hochschule Mittweida, University of Applied Sciences,

Fakultät Elektro- und Informationstechnik, Bachelorarbeit, 2021

# Inhalt

Inhalt		I
Abbildu	ngsverzeichnis	III
Tabeller	nverzeichnis	VI
Abkürzu	ungsverzeichnis	VII
1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Hauptaufgaben	1
1.3	Kapitelübersicht	2
2	Stand der Technik	3
2.1	Grundlage der Oberflächenmessung	3
2.1.1	Messverfahren	3
2.1.1.1	Taktiles Tastschnittmessverfahren [2]	4
2.1.1.2	Optisches Fokusvariationsmessverfahren [3]	5
2.1.1.3	Messsystem Confovis TOOLinspect [4]	5
2.1.2	Oberflächenkenngrößen zur Beschreibung der Oberflächeneigenschaft	8
2.1.2.1	2D-Oberflächenkenngrößen(Profil) [5]	8
2.1.2.2	3D-Oberflächenkenngrößen(Topografie) [6][7]	9
2.2	Statistischer Test der Oberflächendaten	12
2.2.1	Anderson-Darling-Test [8]	12
2.2.2	t-Test und F-Test [9]	13
2.3	Software	16
2.3.1	MountainsMap8.2	16
2.3.2	MATLAB	16
3	Statistische Eigenschaft von Verteilung der gemessenen Oberflächen	1.17
3.1	Verarbeitung der Daten mit MATLAB	17
3.2	Analyse der Verteilungseigenschaft der Oberflächen	18
4	Einfluss von Messfeldgröße und Auflösung als Messgröße auf die	
Messerg	gebnisse	21

I

4.1	Variation der Messfeldgröße	21
4.2	Variation der Auflösung	28
5	Vergleich der Topografiemessung mittels verschiedener Messverfahren	131
5.1	Verarbeitung der Daten mit Software MountainsMap	31
5.2	Datenanalyse für verschiedene Messverfahren	34
6	Zusammenfassung und Ausblick	37
6.1	Zusammenfassung	37
6.2	Ausblick	37
Literatur		39
Anlagen		41
Anlagen,	Teil 1	
Anlagen,	Teil 2	. <b>X</b>
Anlagen,	Teil 3X	
Selbststä	andigkeitserklärung	

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Grundaufbau eines induktiven Tastsystems für die Rauheitsmessung [2]4
Abbildung 2 Bauarten von Bezugsflächentastsysteme [2]4
Abbildung 3 Fokusvariationsmessverfahren [3]5
Abbildung 4 TOOLinspect Oberflächenmesssystem von Confovis GmbH [4]6
Abbildung 5 Funktionsprinzip des Messsystems Confovis TOOLinspect [4]7
Abbildung 6 Prinzip der Topographiebestimmung am Beispiel einer Kugelkappe (oben Schnittansicht, unten Draufsicht) [4]7
Abbildung 7 AD-Test für Normalverteilung (https://www.mathworks.com/help/stats/) [8] . 12
Abbildung 8 Übersicht den Schritten des statistischen Tests [9]13
Abbildung 9 Schritte für F-Test [9]14
Abbildung 10 Funktion von Varianz in Microsoft Excel14
Abbildung 11 Funktion von F-kritisch in Microsoft Excel14
Abbildung 12 Schritte für t-Test [9]15
Abbildung 13 Funktion von Mittelwert in Microsoft Excel15
Abbildung 14 Funktion von t-kritisch in Microsoft Excel15
Abbildung 15 Sq-Wert von Stahl_4000_0,5mm und Wahrscheinlichkeitsdichtediagramm18
Abbildung 16 originale Topografie von falschen Daten19
Abbildung 17 neues Ausreißer-entferntes Wahrscheinlichkeitsdiagramm
Abbildung 18 Ergebnisse von F-Test der Oberfläche 4000_Alu auf Messfeldgröße21
Abbildung 19 Ergebnisse von t-Test der Oberfläche 4000_Alu auf Messfeldgröße22

Abbildung 20 Punkt(XY)-Diagramm erstellen
Abbildung 21 Darstellung der Höheparameter Sa und Sq von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße
Abbildung 22 Darstellung der Verteilungsparameter Ssk und Sku von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße
Abbildung 23 Darstellung der Höheparameter Sp, Sv und Sz von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße
Abbildung 24 Darstellung der Smr, Smc und Sxp von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße
Abbildung 25 Darstellung der Sal von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße 27
Abbildung 26 Funktion "Resampeln" in MountainsMap8.2
Abbildung 27 Topografien von taktilen(oben) und optischen(unten) Messverfahren 32
Abbildung 28 gleiche Bereich der Probe von taktilen(oben) und optischen(unten) Messverfahren
Abbildung 29 3D-Ansicht des gleichen Messfelds von taktilen(oben) und optischen(unten) Messverfahren
Abbildung 30 gleiche Auflösung von taktilen(link) und optischen(recht) Messverfahren 33
Abbildung 31 graphische Vergleich der Kenngrößen 35
Abbildung 32 Hauptmenü des MountainsMap8.2 III
Abbildung 33 Analyseablauf des MountainsMap8.2IV
Abbildung 34 Extrahieren Schichten gemessener OberflächeIV
Abbildung 35 Funktion "3D-Ansicht" in MountainsMap8.2V
Abbildung 36 Zeigen der 3D-Ansicht gemessener OberflächeV
Abbildung 37 Funktion "Ausrichten" in MountainsMap8.2V
Abbildung 38 Vorher/Nachher-Vergleich der AusrichtungVI

Abbildung 39 Funktion "Ausreißer entfernen" in MountainsMap8.2VI
Abbildung 40 Vorher/Nachher-Vergleich des Ausreißer-EntfernenVI
Abbildung 41 Funktion "Nicht-gemessene Punkte ausfüllen"VII
Abbildung 42 Vorher/Nachher-Vergleich der Ausfüllung der PunkteVII
Abbildung 43 Funktion "Bereich extrahieren" in MountainsMap8.2VIII
Abbildung 44 Extrahieren kleinere BereichVIII
Abbildung 45 Funktion "Parametertabelle" in MountainsMap8.2VIII
Abbildung 46 Fenster der ParameterauswahlIX
Abbildung 47 Tabelle berechneten ParameternIX
Abbildung 48 Ausgewählte Zahlenwert zur F-Verteilung 95%X
Abbildung 49 Ausgewählte Zahlenwerte zur t-Verteilung für zweiseitigen Vertrauensbereich
XI

# Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Ergebnisse von AD-Test	17
Tabelle 2 neue Ausreißer-entfernte Ergebnisse von AD-Test	20
Tabelle 3 veränderte Auflösung in der Z-Achse in 1,5x1,5mm Messfeldgröße	30
Tabelle 4 Ergebnisse von F-test(oben) und t-Test(unten) der Oberfläche 4000_Alu a Auflösung	auf 30
Tabelle 5 zusammengestellte Daten von taktilen und optischen Messverfahren	34
Tabelle 6 berechnet t-Wert und kritische t-Wert	34

# Abkürzungsverzeichnis

2D/3D	zwei-/dreidimensional
LED	Light Emitting Diode
ISO	International Standardizing Organization
DIN	Deutsche Industrie Norm(en)
Rpm	Revolutions per minute

## 1 Einleitung

In diesem Kapitel werden die Motivation sowie die Hauptaufgaben dieser Bachelorarbeit vorgestellt. Außerdem erfolgt eine Übersicht zu den einzelnen Kapiteln dieser Arbeit.

### 1.1 Motivation

Wir kommen in unserem täglichen Leben mit verschiedenen Oberflächen in Kontakt. Die Eigenschaften dieser Oberflächen sind unterschiedlich: glatt, rau, uneben oder flach. So groß wie die verschiedenen Landformen auf der Erde, in denen wir uns befinden, so klein wie die Oberfläche jedes winzigen Objekts. Dies ist die intuitivste und äußerste Manifestation eines Objekts und auch das direkteste beobachtbare und wahrnehmbare Merkmal eines Objekts.

Die meisten natürlichen Oberflächen sind komplex und die Ursache der Bildung ist ebenfalls sehr zufällig, was die Messung, Inspektion und Analyse schwierig macht. Die technisch hergestellte Oberfläche wird mit standardisierter Verarbeitung künstlich hergestellt und kann einfach und schnell gemessen werden. Unterschiedliche Oberflächenbearbeitungsverfahren haben ihre eigenen Eigenschaften. Es gibt viele Methoden zur Messung technischer Oberflächen. Optische und taktile Methoden haben ihre eigenen Vor- und Nachteile, und es gibt auch Unterschiede bei den Messergebnissen. Würde also das Messen mit unterschiedlichen Verfahren für ein und dasselbe Teil einen Unterschied in den Werten der Oberflächenparameter bewirken? Wenn ja, beeinflussen die Unterschiede unsere Bewertung der Oberfläche und verursachen Fehler in der Interpretation der Ergebnisse Wenn ja, wie groß wird der Fehler sein. Das wird in dieser Arbeit untersucht.

## 1.2 Hauptaufgaben

Auf der Grundlage der obigen Ausführungen sind folgende Aufgaben zu lösen:

- Analyse der statistischen Eigenschaften der Verteilung der Oberflächenmerkmale
- Variation von Messfeldgröße und Auflösung als Messgrößen und deren Einfluss auf die Messdaten
- Experimenteller Vergleich von den Messdaten zwischen taktiler Tastschnittmessverfahren und optischer Fokusvariationsmessverfahren

## 1.3 Kapitelübersicht

Die Bachelorarbeit besteht aus fünf Kapiteln.

Im Kapitel 2 werden der Stand der Technik und die Grundlagen der Oberflächenmessung vorgestellt, die verschiedene Messverfahren, 2D- und 3D-Oberflächenkenngrößen sowie statistische Prüfung, z.B. t-Test, F-Test und Anderson-Darling-Test. Außerdem wird Messgerät und verwendete Software dargestellt.

Anschließend werden die statistischen Eigenschaften wie Verteilungsmerkmale der gemessenen Daten im Kapitel 3 vorgestellt. Es wird mittels statistischem Anderson-Darling-Test überprüft, welche Oberflächenkenngrößen zu der Verteilung passen.

Im Anschluss im Kapitel 4 wird der Einfluss von Messbedingungen untersucht. Durch die Steuerung der Messgrößen kann man Messdaten beobachten und analysieren, ob die Messbedingungen einen Einfluss haben und wie groß dieser ist.

Im Kapitel 5 werden unterschiedliche Messverfahren mit den gleichen Messbedingungen verwendet um die Daten zu messen. Die gewonnen Daten werden dann analysiert und vergleichen, um festzustellen, ob das Messverfahren die Messung der Oberfläche beein-flusst.

Schließlich werden im Kapitel 6 die Resultate der einzelnen Kapitel der Bachelorarbeit noch einmal zusammengefasst. Auch wird der Ausblick in diesem Kapitel dargestellt.

## 2 Stand der Technik

In diesem Abschnitt wird der Stand der Technik zur Oberflächenmessung vorgestellt. Der Stand wird in drei Punkten dargestellt, nämlich der Grundlage der Oberflächenmessung, der Messgeräte und der Software, mit der die Daten zu analysieren sind, die sich aus den Berechnungen des Prinzips und der Geräte ergeben, der statistische Test, um die Daten zu testen.

## 2.1 Grundlage der Oberflächenmessung

Jedes Bauteil hat seine eigene spezielle technische Oberfläche. Diese Oberfläche bestimmt die Geometrie des Teils sowie die physikalischen und chemischen Eigenschaften seines Oberflächenrandbereichs bis zu einer Tiefe von 100 µm [1]. Die kleinste für das menschliche Auge sichtbare Einheit ist genau 100 Mikrometer, der Durchmesser eines Haares. Man kann die Rauheit der Oberflächentextur direkt sehen und möglicherweise zwischen Oberflächen unterscheiden, die mit unterschiedlichen Verfahren oder mit demselben Verfahren, aber mit unterschiedlichem Behandlungsgrad hergestellt wurden, wie z. B. gestrahlte Oberflächen. Aber es ist nicht möglich, die Eigenschaften der Oberfläche deutlicher zu beobachten, also wird die Oberfläche mit Hilfe von präziseren Geräten beobachtet, die die Einheit auf 1 Mikrometer oder sogar 0,1 Mikrometer bzw. die Nanometerebene reduzieren. Mit diesen Geräten können die Oberflächenkenngrößen gemessen werden. Mit diesen Daten wird dann durch statistische Berechnungen eine Serie von Oberflächenparametern ermittelt. Diese Oberflächenparameter können verwendet werden, um die Oberfläche eines Bauteils zu charakterisieren. Dies sind grundsätzliche Oberflächenmesstechniken und ihre Anwendungen.

#### 2.1.1 Messverfahren

Es gibt viele Gründe für Unterschiede in den Messdaten, und Unterschiede in den Messverfahren sind einer davon, wie z.B. taktiles Tastschnittmessverfahren und optisches Messverfahren.

Bei dem Tastschnittmessverfahren wird mit einem Taster bzw. mit einer Tastnadel Kontakt mit der Oberfläche hergestellt und die Daten berechnet und ein Profil erzeugt. Das optische Verfahren nutzt das optische Prinzip zur Messung der Oberfläche mit Hilfe eines Lichtmikroskops. Die Messungen werden durch Variation der Brennweite auf der Z-Achse durchgeführt, jeder Messpunkt wird aufgezeichnet und abgebildet.

#### 2.1.1.1 Taktiles Tastschnittmessverfahren [2]

Das Tastschnittmessverfahren ist eine früh entwickelte und gut erforschte Methode der Oberflächenprofilmessung. Das Tastschnittmessverfahren wird auch heute noch häufig eingesetzt. Die Verwendung von Tastern zur standardisierten Messung und der Eigenschaften von Oberflächen und Oberflächenkenngrößen ist in der industriellen Praxis gut etabliert.

In Abbildung 1 wird es gezeigt, dass das taktile Tastsystem des Oberflächenmessgerätes im Wesentlichen aus einem Tastelement, einer Tastspitze und einem Wandler besteht.



#### Abbildung 1 Grundaufbau eines induktiven Tastsystems für die Rauheitsmessung [2]

Es gibt zwei allgemeine Arten von Tastsystemen, die die Oberfläche abtasten und das Gesamtprofil bestimmen, das Bezugsflächentastsystem und Kufentastsystem. Für die Untersuchungen in dieser Arbeit wird ein Bezugsflächentastsystem verwendet.

Bei den Bezugsflächentastsystemen wird eine hochpräzise mechanische Tastspitze verwendet, die die zu messenden Prüflingsoberfläche berührt. Wenn sich die Tastspitze entlang der messenden Prüflingsoberfläche bewegt, führt die mikroskopische Unebenheit der Prüflingsoberfläche dazu, dass sich die Tastspitze auf und ab bewegt. Die Spitze muss die zu messende Oberfläche unter einem bestimmten Druck berühren, und der Radius der Spitze ist im Allgemeinen klein, weil dadurch eine bessere Messgenauigkeit erzielt werden kann. Damit kann die Oberflächenrauheit über eine festgelegte Messstrecke gemessen werden.



Abbildung 2 Bauarten von Bezugsflächentastsysteme [2]

Wenn die Tastspitze die Oberfläche berührt, werden die Oberflächendaten durch den Sensor zurückgesendet und Daten auf der X- und Z-Achse erzeugt. Dies stellt nur ein Profil dar. Der Tastspitze bewegt sich dann auf der Y-Achse und weitere Daten der X- und Z-Achse wird gemessen. Diese Daten sind parallel. Durch die Zusammenstellung dieser parallelen Profile entsteht eine 3D-Topografie.

#### 2.1.1.2 Optisches Fokusvariationsmessverfahren [3]

Bei Fokusvariationsmessverfahren kann die Tiefeninformationen der Oberfläche durch die geringe Tiefenschärfe der Optik erhalten werden. Die Daten der Oberflächenrauheit können durch Analyse der Änderung des Abstands ermittelt werden. Durch die Beleuchtung der festen Probe mit moduliertem Weißlicht kann die Auflösung je nach gewähltem Objektiv auch horizontal oder vertikal eingestellt werden. Wenn der Brennpunkt geändert wird, ändert sich auch der Abstand von der Messfläche zur Optik. Die kontinuierliche Aufzeichnung der Daten liefert kontinuierliche Tiefeninformationen. Die Abbildungsschärfe wird für jede Position auf der Oberfläche berechnet, und die Tiefe wird dann anhand der Änderung des Schärfewerts berechnet. Dadurch wird ein dreidimensionales Oberflächenbild erzeugt.



Abbildung 3 Fokusvariationsmessverfahren [3]

#### 2.1.1.3 Messsystem Confovis TOOLinspect [4]

Confovis ist Systemanbieter von optische 3D-Oberflächenmesssystemen für den industriellen und forschungsnahen Einsatz. In dieser Arbeit wird das Messsystem TOOLinspect von Confovis, wie in Abbildung 4 gezeigt, verwendet.



#### Abbildung 4 TOOLinspect Oberflächenmesssystem von Confovis GmbH [4]

Mit zwei Messmodi Fokusvariation und Strukturierte Beleuchtung kann das Messsystem TOOLinspect die Messungen der Oberflächen machen. Im Messmodus Strukturierte Beleuchtung wird die Probe entlang der Z-Achse bewegt. Dann wird ein Gitter in definierten Abständen von Ebenen auf dieser Probe abgebildet. In Abbildung 5 werden die beiden LEDs abwechselnd scheinen. Ein Gittermuster wird dann durch die wechselseitige Beleuchtung des Gitters in Transmission und Reflexion erzeugt. Dieser Gittermuster ist bei jedem Beleuchtungswechsel um 180° phasenverschoben. Schließlich wird die beleuchtete Probe durch einen weiteren Strahlengang zum Bildsensor abgebildet.

Die Punktwolke der Oberfläche wird berechnet, nachdem alle Höhenebenen der Oberfläche durchfahren wurden. Alle Punkte, die sich in der Fokusebene mit der Höhe Z1 oder Z2 befinden, zeigen einen starken Kontrast, wie in Abbildung 6 gezeigt. "Gitter mit den Phasen 0° und 180° werden deutlich in der Fokusebene des Objektivs abgebildet. Außerhalb der Fokusebene werden die Gitter jedoch nicht eindeutig abgebildet, so dass nur sehr geringe Kontraste zwischen den einzelnen Bildern berechnet werden können."



Abbildung 5 Funktionsprinzip des Messsystems Confovis TOOLinspect [4]



Abbildung 6 Prinzip der Topographiebestimmung am Beispiel einer Kugelkappe (oben Schnittansicht, unten Draufsicht) [4]

## 2.1.2 Oberflächenkenngrößen zur Beschreibung der Oberflächeneigenschaft

Die Oberflächenmesstechnik hat sich bis heute mit einer Vielzahl von Definitionen verschiedener Parameter entwickelt. Seit ca. 2000 werden ISO<sup>1</sup>-Normen zu den Oberflächenparametern hergestellt. In dieser Arbeit werden die Parameter von DIN<sup>2</sup> basierter internationaler Ebene sowie ISO-Normen oder europäische Normen(EN) verwendet.

Zunächst können die Oberflächenkenngrößen in 2D-Oberflächenkenngrößen und 3D-Oberflächenkenngrößen klassifiziert werden. Bei taktilen Tastschnittmessverfahren werden meist 2D-Oberflächenkenngrößen verwendet, während es sich bei optischen Messverfahren hauptsächlich um 3D-Oberflächenkenngrößen handelt. Als nächstes werden zunächst die 2D-Oberflächenkenngrößen eingeführt.

### 2.1.2.1 2D-Oberflächenkenngrößen(Profil) [5]

Die 2D-Oberflächenkenngrößen beschreiben hauptsächlich die geometrischen Eigenschaften des 2D-Profils. Der wichtigste davon ist der Amplitudenkenngrößen, auch Höhenkenngrößen genannt. Diese Parameter ermöglichen es, die geometrischen Eigenschaften der Oberfläche zu visualisieren. Normalerweise werden die 2D-Oberflächenkenngrößen mit R bezeichnet.

Rp - der Wert von der größten Spitze bis zur Mittelebene des Profils in einer Messstrecke

Rv - der Wert vom tiefsten Tal bis zur Mittelebene des Profils in einer Messstrecke

Das p und v entsprechen den englischen Wörtern "peak" und "valley". Diese beiden Parameter beschreiben die Spitzen- und Tiefstwerte in einer Messstrecke.

Rz - der Wert von der größten Höhe des Profils

Rt - der Wert von der Gesamthöhe des Profils

Sowohl Rz als auch Rt beschreiben die Differenz zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt des Profils. Sie unterscheiden sich dadurch, dass Rz als Mittelwert der Differenz zwischen den Spitzen- und Tiefstwerten über mehrere Einzelmessstrecken

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Internationale Organisation für Normung

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Deutsches Institut für Normung

genommen wird. Rt wird als Differenz zwischen dem größten Spitzenwert und den kleinsten Tiefstwerten innerhalb einer Messstrecke genommen.

Ra - der arithmetischer Betragsmittelwert der Profilordinaten

Der arithmetische Mittenrauwert Ra ist der Parameter, der zur Beschreibung der Rauheit verwendet wird. Das kann die Oberflächenprofilhöhe beschreiben.

#### Rq - quadratischer Mittelwert der Profilordinaten

Rq wird ebenfalls verwendet, um die durchschnittliche Höhe des Oberflächenprofils zu beschreiben. Und im Gegensatz zu Ra unterliegt dieser Parameter einer gewissen Störung beim Vorliegen von Extremwerten<sup>3</sup>. Andererseits kann Rq aber auch verwendet werden, um die Verteilung der Daten zu charakterisieren.

#### Rsk - die Schiefe des Profils

Die Schiefe symbolisiert die Richtung der Schiefe der Daten in der Verteilung und deren Grad. Wenn die Schiefe positiv ist, ist die Verteilung in eine positive Richtung verzerrt, was darauf hinweist, dass das Profil meist hohe Spitzen und relativ flache Talbereiche aufweist. Umgekehrt, wenn die Schiefe negativ ist, ist die Verteilung in eine negative Richtung verzerrt, was darauf hindeutet, dass das Profil meist tiefe Talsohlen und flachere Spitzen aufweist.

#### Rku - die Kurtosis des Profils

Die Kurtosis ist eine Maßzahl für die Steilheit bzw. Spitzigkeit einer Wahrscheinlichkeitsfunktion, statistischen Dichtefunktion oder Häufigkeitsverteilung. Wenn der Kurtosis-Wert größer ist, bedeutet dies, dass die erhöhte Varianz durch extreme Unterschiede bei niedrigeren Häufigkeiten verursacht wird, die größer oder kleiner als der Mittelwert sind. Dies stellt einen größeren Abstand von der höchsten Spitze oder dem tiefsten Tal zur Mittellinie dar.

#### 2.1.2.2 3D-Oberflächenkenngrößen(Topografie) [6][7]

Die Definitionen der 3D-Oberflächenkenngrößen von Amplitudenkenngrößen folgen grundsätzlich den Definitionen der 2D-Oberflächenparameter. Der Unterschied besteht darin, dass die 3D-Oberflächenkenngrößen räumliche Kenngrößen sowie Volumenkenngrößen und ähnliches einführen. Üblicherweise wird der 3D-Oberflächenparameter mit S bzw. V bezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> besonders tiefe Täler oder hohe Spitzen in Profil

#### Amplitudenkenngrößen:

Sp - der Wert von der höchsten Spitze der Topografie in einen Messbereich

Sv - der Wert vom tiefsten Tal der Topografie in einen Messbereich

**Sz** - Differenz zwischen dem Mittelwert des Gipfels jedes Einzelmessbereichs und dem Mittelwert des Tals jedes Einzelmessbereichs

**St** - Die Gesamthöhe des Messbereichs der Oberfläche, der Abstand vom niedrigsten Tal bis zur höchsten Spitze

Sa - mittlere arithmetische Abweichung der Oberfläche von der Mittelebene

Sq - mittlere quadratische Abweichung der Oberfläche von der Mittelebene

Ssk - Schiefe der Amplitudenverteilung

Sku - Kurtosis der Amplitudenverteilung

Die Kenngröße Ssk wird verwendet, um die Symmetrie des Materials im Gipfelbereich und Luft im Talbereich zu beschreiben. Gemäß dem 2D-Kenngrößen repräsentieren positive Schiefe-Werte das Vorhandensein von schmalen Spitzen auf der Oberfläche. Umgekehrt repräsentiert ein negativer Schiefe-Wert einen höheren Materialanteil im Spitzenbereich, wodurch der plateauartige Bereich abgeflacht wird.

Die Kenngröße Sku kann die Ausbildung von Spitzen und Tälern, die aus dem Kernbereich des Mikrogebirges herausragen, durch einen Schätzwert bewerten.

Die beiden Kenngrößen Ssk und Sku beschreiben die Ausbildung der Gipfel gegenüber den Tälern.

#### Räumliche Kenngrößen:

Die Einführung des räumlichen Parameters ermöglicht eine bessere Darstellung der Oberfläche in der einen zusätzlichen Dimension, die auf den Amplitudenkenngrößen basiert.

**Sal<sup>4</sup>** - der kürzeste Abstand vom Mittelpunkt zum Rand der Figur bei  $\hat{r} = 0,2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> al=autokorrelation

Sal ist der horizontale Abstand in Richtung des schnellsten Abfalls der Autokorrelationsfunktion zum angegebenen Wert  $\hat{r} = 0,2$ . Sal kann verwendet werden, um das Ausmaß zu beschreiben, in dem sich die Oberflächenhöhe stark verändert.

Str - die Stärke der Ausprägung einer Vorzugsrichtung auf der Oberfläche

Str ist das Verhältnis zwischen dem minimalen Autokorrelationsabstand und dem maximalen Autokorrelationsabstand. Str zeigt Isotropie und Anisotropie der Oberflächeneigenschaften an.

Std - die Richtung der Textur

Std ist ein Parameter, der die Richtung der Streifen auf der Oberfläche beschreibt.

#### Hybridkenngrößen:

Die Hybridkenngrößen werden definiert, um den Anstieg der Gipfel und Täler und die Krümmung der Gipfel zu beschreiben.

Sdq - der mittlere quadratische Gradient der Messfläche

Sdr - der Anteil der Differenz zwischen Gesamtgrenzfläche und Messfläche an der gesamten Messfläche

#### Funktionale Kenngrößen:

Smr(c) - der flächenhafte Materialanteil in der Schnitthöhe c

Smr beschreibt den Anteil des Materials, der nach dem Durchschneiden mit der Schnitthöhe c der Oberfläche verbleibt.

Smc(mr) - die Schnittebene c bei vorgegebenem Materialanteil mr.

Smc beschreibt die inverse Definition von Smr. Sie beschreibt die Höhe der abzufangenden Fläche bei einem festen Materialanteil mr.

Sxp(p,q) - der Extremwert der Spitzenhöhe

Sxp ist die Differenz zwischen den Schnittebene, wenn die zwei Materialanteilen p und q sind.

#### Volumenkenngrößen:

Die Volumenkenngrößen bestehen aus der Integration der Materialanteilkurve.

Vmp - Materialvolumen in den Spitzen (peak)

Vmc - Materialvolumen im Kern (core)

Vvc - Leervolumen im Kern (void core)

Vvv - Leervolumen im Talbereich (void valley)

## 2.2 Statistischer Test der Oberflächendaten

Die statistische Prüfung der Daten ist ein notwendiger Schritt im Prozess der Oberflächenmessung und -auswertung. Wenn die erforderlichen Daten vorliegen, werden sie zusammengestellt. Diese Daten werden dann mit statistischen Methoden untersucht. In dieser Arbeit werden Anderson-Darling-Test für die Prüfung der Verteilung, t-Test für die Prüfung der Mittelwerte und F-Test für die Prüfung der Varianzwerte.

### 2.2.1 Anderson-Darling-Test [8]

Der Anderson-Darling-Test (im Folgenden als AD-Test bezeichnet) ist eine Prüfung der Verteilungseigenschaften der Daten. Die Verwendung des AD-Tests in MATLAB wird im Folgenden beschrieben.

Zunächst wird die Hypothese formuliert, wobei wir die Hypothese  $H_0$  verwenden: die Daten entsprechen einer Normalverteilung. Gemäß der gegebenen Anweisung von MAT-LAB, wie zeigt in Abbildung 7, zur Überprüfung der Normalität der Daten mit dem AD-Test kann gefolgert werden, dass, wenn der Wert von *h* logisch 0 ist, die Hypothese  $H_0$  gilt und die Daten mit den Merkmalen der Normalverteilung übereinstimmen. Umgekehrt, wenn der Wert von *h* logisch 1 ist, wird die Hypothese  $H_0$  abgelehnt und die Daten entsprechen statistisch nicht einer Normalverteilung. Dies kann in MATLAB durch die Programmierung mit den Anweisungen in der Abbildung 7 erreicht werden.

```
    ✓ Anderson-Darling Test for a Normal Distribution
    Load the sample data. Create a vector containing the first column of the students' exam grades data.

            load examgrades

            x = grades(:,1);

    Test the null hypothesis that the exam grades come from a normal distribution. You do not need to specify values for the population parameters.

            In,p,adstat,cv] = adtest(x)

            h = logical

            0

            p = 0.1854

            adstat = 0.5194

            cv = 0.7470

            The returned value of h = 0 indicates that adtest fails to reject the null hypothesis at the default 5% significance level.
```

Abbildung 7 AD-Test für Normalverteilung (https://www.mathworks.com/help/stats/) [8]

### 2.2.2 t-Test und F-Test [9]

Der t-Test und der F-Test sind übliche Tests zu einem Vergleich von zwei Grundgesamtheiten auf statistisch signifikante Unterschiede zwischen ihnen. Der t-Test beschreibt eine Reihe von Hypothesentests unter Verwendung von Testvariablen aus der t-Verteilung. Im Allgemeinen werden t-Tests verwendet, um auf Unterschiede in den Mittelwerten zu testen, während F-Tests verwendet werden, um die Varianzen zu prüfen. Es beschreibt eine Reihe von Hypothesentests mit Testvariablen der F-Verteilung.

Ein klarer Schritt der Beurteilung der Datenverarbeitung ist in der Abbildung 8 zu sehen. Als erstes wird ein parametrischer Test durchgeführt, da es unbekannt ist, ob die beiden Grundgesamtheiten die gleiche Verteilungsparametern haben. Zweitens handelt es sich um einen Test für Erwartungswert und nicht um einen Vergleich der Streuung der Daten zwischen verschiedenen Gruppen, daher wird der Test für Erwartungswert gewählt. Dann ist es einfach, den F-Test zu wählen, weil in diesem Experiment die erhaltenen Daten Stichprobendaten und nicht die Gesamtdaten sind und die Varianz dieser Stichprobe unbekannt ist, so dass der F-Test gewählt und die Hypothese formuliert werden kann.



Abbildung 8 Übersicht den Schritten des statistischen Tests [9]

Wie in der Abbildung 9 gezeigt wird die Hypothese  $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$  formuliert. Wir verwenden dann die Funktion von Varianz in Microsoft Excel, um die Varianz der Daten für jede Gruppe mit unterschiedlichen Messbereichsgrößen zu ermitteln und diese zu dividieren  $F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$ . Es ist wichtig zu beachten, dass bei der Division immer der größere Wert durch

den kleineren Wert geteilt wird. Der Wert, der sich aus der Division zwischen jeweils zwei der Datengruppen ergibt, wird als F-prüf bezeichnet. Der F-prüf wird mit dem F-kritisch verglichen, um festzustellen, ob sich die Varianz der beiden Datengruppen statistisch signifikant unterscheidet. Dieser F-kritisch kann durch Abfrage der Tabelle der F-Werte, die aus der F-Verteilung abgeleitet wurden, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben, erhalten werden.

Test	H1	Testgröße	Ablehnung von H₀, wenn	Bemerkung
IST-IST-Vergleich für Streuungen <b>F-Test</b> H <sub>0</sub> : $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ bzw. $v = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} = 1$	$\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ $(v\neq 1)$ $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $(v>1)$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$F = \frac{s_1^2}{s_2^2}$	wenn: $F \ge 1$ : $F > F_{f_1, f_2, 1 - \frac{\alpha}{2}}$ wenn: $F < 1$ : $F < F_{f_1, f_2, 1 - \frac{\alpha}{2}}$ $F > F_{f_1, f_2, 1 - \alpha}$ $F < F_{f_1, f_2, 1 - \alpha}$	$F_{t_1} = n_1 - 1$ $F_{t_1 t_2 : \alpha} = \frac{1}{F_{t_2 t_3 : 1 - \alpha}}$ $F_{t_1 t_2 : \frac{\alpha}{2}} = \frac{1}{F_{t_2 t_3 : 1 - \alpha}}$
	(v<1)			$r \rightarrow 1a0.0$

Abbildung 9 Schritte für F-Test [9]

Oder wir können in Microsoft Excel mit einer Funktion, die sich auf die F-Verteilung bezieht, ermittelt werden. Die Funktionsformel lautet F.INV(Wahrscheinlichkeit, Freiheitsgrade 1, Freiheitsgrade 2).

Wir vergleichen die Größe des Wertes von F-prüf und F-kritisch. Wenn der Testwert kleiner als der kritische Wert ist, bedeutet dies, dass die Hypothese  $H_0$  gültig ist und sich die Varianz der beiden Datengruppen statistisch nicht unterscheidet, dann kann der t-Test zur weiteren Prüfung der Daten verwendet werden. Umgekehrt, wenn der Testwert größer als der kritische Wert ist, bedeutet dies, dass die Hypothese  $H_0$  abgelehnt wird und ein Unterschied zwischen den beiden Datengruppen besteht, und der modifizierte t-Test wird zum Testen der Daten verwendet.

=varianz(	
VARIANZ(Za	hl1; [Zahl2];)

Abbildung 10 Funktion von Varianz in Microsoft Excel

=f.inv(			
F.INV(Wahr	sch; Freiheitsgra	ade1; Freiheitsg	rade2)

Abbildung 11 Funktion von F-kritisch in Microsoft Excel

In Abbildung 12 zeigt, wie wir die beiden t-Tests verwenden. Die Formel der beiden Werte von t-prüf ist gleich  $t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_d}$ . Aber die Formel für die beiden  $S_d$  ist unterschiedlich. Für t-Test ist es  $S_d = \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) \cdot \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$ . Für den modifizierten t-Test, wenn zwei Stichprobeanzahl gleich sind, ist es  $S_d = \sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}$ . Auch hier ist es wichtig zu beachten, dass der Wert von t-Test positiv ist. Wenn wir also subtrahieren, ziehen wir den kleineren Wert vom größeren Wert ab.



Abbildung 12 Schritte für t-Test [9]

Nachdem der Testwert abgeleitet ist, wird er mit dem kritischen Wert verglichen. Wie für den F-Test gibt es t-kritisch. In Microsoft Excel kann man mit der Funktion T.INV(Wahr-scheinlichkeit; Freiheitsgrade) der Wert von t-kritisch erhalten. Es gibt auch eine Tabelle von der t-Verteilung. Mit der Tabelle kann man auch t-kritisch finden. Wenn der Testwert kleiner als der kritische Wert ist, bedeutet dies, dass die beiden Datengruppen identisch sind und sich statistisch nicht unterscheiden. Das Gegenteil bedeutet, dass die beiden Gruppen von Daten unterschiedlich sind und ein Unterschied besteht.



#### Abbildung 13 Funktion von Mittelwert in Microsoft Excel



Abbildung 14 Funktion von t-kritisch in Microsoft Excel

## 2.3 Software

Normalerweise werden die Daten aus den Messungen im Textformat gespeichert. Mit einigen Oberflächenanalysesoftware ist es möglich, diese Daten als Diagramme oder 3D-Grafiken darzustellen. Dann können diese Daten bearbeitet und analysiert. In diesem Projekt werden MountainsMap und MATLAB zur Analyse der Daten verwendet.

## 2.3.1 MountainsMap8.2

MountainsMap ist eine Software von Digital Surf. Seit 1989 entwickelt Digital Surf Oberflächen-Imaging- & Messtechnik-Software für Profilometer und Mikroskope. Die Mountains®-Software wird verwendet um die Daten zu visualisieren, zu analysieren und über sie Berichte zu erstellen. Die Daten können mit allen Arten von Profilometern und Mikroskopen aufgenommen worden sein.

In dieser Arbeit verwenden wir MountainsMap8.2 um die Topografie zu verarbeiten. Mit den Funktionen, wie z.B. "Ausrichten", "Bereich extrahieren" oder "Ausreißer entfernen" usw., können wir die Messfehler effektiv reduzieren und die Daten verbessern. Dann kann man die Messdaten besser analysieren.

### 2.3.2 MATLAB

MATLAB ist eine mathematische Software der amerikanischen Firma MathWorks für Datenanalyse, Deep Learning und andere Bereiche.

In dieser Arbeit wird MATLAB verwendet, hauptsächlich um die Verteilungseigenschaft zu analysieren. Mit APP "Distribution Fitter" können die Daten an ein Bild angepasst werden. Dies kann uns helfen um die Verteilungseigenschaft der Daten besser zu beobachten.

17

# 3 Statistische Eigenschaft von Verteilung der ge-

## messenen Oberflächen

In diesem Kapitel wird die Oberfläche untersucht, wie sich die Daten verteilen. Mittels AD-Test in MATLAB wird ein Programm geschrieben, um die gemessenen Daten zu prüfen. Durch die Analysierung vom Ergebnis der Prüfung werden die Verteilungseigenschaft der Oberfläche zusammengefasst.

## 3.1 Verarbeitung der Daten mit MATLAB

Im ersten Schritt müssen die Messdaten in MATLAB importiert werden. Verwendet wird die Importfunktion von MATLAB, um die Daten durch Angabe von Optionen automatisch zu importieren. Die Verwendung dieser Funktion erleichtert den Import der Daten innerhalb des ausgewählten Dokuments. Das detaillierte Programm befindet sich im Abschnitt Anlage.

Nach dem Importieren der Daten wurde die Hypothese  $H_0$  getestet, dass die Daten normalverteilt ist, indem einfach ein Programm geschrieben wurde, um sie mit AD-Tests zu prüfen (das Programm befindet sich ebenfalls im Abschnitt Anlage). Schließlich wird der *h*-Wert jedes Parameters nach dem AD-Test in den Arbeitsbereich von MATLAB exportiert. Die Daten werden in Microsoft Excel zusammengestellt, um eine Tabelle zu erhalten, die alle Daten aufzeichnet, ob alle Kenngrößen der Normalverteilung entsprechen oder nicht, wie in der Tabelle gezeigt.



Tabelle 1 Ergebnisse von AD-Test

## 3.2 Analyse der Verteilungseigenschaft der Oberflächen

Tabelle 1 ist das Ergebnis des AD-Test für gemessene Daten. Die Zellen in der Tabelle, in denen der *h*-Wert mit 1 eingetragen ist, sind gelb hinterlegt. Wie oben erwähnt, bedeutet ein *h*-Wert von 1, dass die Hypothese abgelehnt wird, das heißt die Daten nicht normalverteilt sind. Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass die meisten der getesteten Parameter *h*-Werte von 0 ergaben, was bedeutet, dass sie alle den Eigenschaften einer Normalverteilung entsprechen. Es ist jedoch nicht immer der Fall, dass die Daten nicht einer Normalverteilung entsprechen, wenn der *h*-Wert 1 ist. Als Beispiel wurde der Kenngröße Sq in Stahl\_4000\_0,5mm für eine separate Analyse ausgewählt.

Wenn man sich die Daten ansieht, gibt es zunächst einen Wert, der sich deutlich von den anderen unterscheidet. Um diesen Unterschied visueller zu sehen wird, die Anwendung Distribution Fitter verwendet, um die Verteilung der Daten darzustellen. Ein Histogramm der Verteilung wird erzeugt bzw. eine Verteilungskurve wird wie gezeigt in Abbildung 15 angepasst. Das Bild zeigt, dass die Daten eindeutig nicht einer Normalverteilung entsprechen.



Abbildung 15 Sq-Wert von Stahl\_4000\_0,5mm und Wahrscheinlichkeitsdichtediagramm

Der Ausreißer wird in Daten gefunden und dann die originale Topografie wird in MountainsMap8.2 geladen. Ein Bild kann wie in der Abbildung 16 gezeigt erhalten werden. Aus dem blauen Teil des Bildes ist ersichtlich, dass es einen Ausreißer auf der Oberfläche gibt. Durch diesen einen Abweichungswert unterscheidet sich der Wert deutlich von den Werten der anderen Messbereiche. Statistische Eigenschaft von Verteilung der gemessenen Oberflächen 19



Abbildung 16 originale Topografie von falschen Daten

Dieser Differenzwert wird ausgeschieden und die verbleibenden Daten werden für die Verteilung neu tabelliert und es ergibt sich ein neues Wahrscheinlichkeitsdiagramm wie gezeigt Abbildung 17. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung ist nun normal.



Abbildung 17 neues Ausreißer-entferntes Wahrscheinlichkeitsdiagramm

Die Ergebnisse des neuen Verteilungstests können auf der Grundlage des obigen Fehlertests ermittelt werden. Wie aus der neuen Tabelle 2 ersichtlich, reicht es aus, dass die Amplitudenkenngrößen von fast allen Messbereichen normalverteilt sind. Ssw und Smr haben jedoch hohe Ablehnungsrate. Deshalb werden diese Kenngrößen nicht als ein Hauptmerkmal prüft und vergleichen. Die meisten der übrigen Oberflächenkenngrößen werden nicht abgelehnt. Daraus wird abgeleitet, dass die berechneten Oberflächenkenngrößen mit einer Ausnahme von Ssw bzw. Smr eine Normalverteilung entsprechen.

#### 20 gemessenen Oberflächen

Material/Drehzahl/Ausschnitt	Sq	Ssk	Sku	Sp	Sv	Sz	Sa	Smr		Smc	Sxp	Sal	Str	Std	Ssw	Sdq	Sdr	Vm	Vv	Vmp	Vmc	Vvc	Vvv	
Alu_4000_0,5mm		0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Alu_4000_0,7mm		0	0	0	0	0	0	0	- 1	D	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alu_4000_1mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alu_4000_1,5mm		0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Alu_6500_0,5mm		0	0	0	0	0	0	0	- 1	D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alu_6500_0,7mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alu_6500_1mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alu_6500_1,5mm		0	0	0	0	0	0	0	- 1	D	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
Alu_9000_0,5mm		0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Alu_9000_0,7mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Alu_9000_1mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Alu_9000_1,5mm		0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_4000_0,5mm		0	0	0	1	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_4000_0,7mm		0	0	0	0	0	1	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Stahl_4000_1mm		0	0	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_4000_1,5mm		0	0	0	0	0	0	0	- 1	D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_6500_0,5mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_6500_0,7mm		0	1	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_6500_1mm		0	0	0	0	0	0	0		D	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
Stahl_6500_1,5mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_9000_0,5mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_9000_0,7mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_9000_1mm		0	0	1	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Stahl_9000_1,5mm		0	0	0	0	0	0	0		D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 2 neue Ausreißer-entfernte Ergebnisse von AD-Test

21

# 4 Einfluss von Messfeldgröße und Auflösung als

# Messgröße auf die Messergebnisse

In diesem Kapitel wird der Einfluss von Messbedingungen auf die Messergebnisse besprochen, nachdem im vorherigen Kapitel die Verteilungseigenschaft der Oberfläche geprüft wird, dass normalverteilt ist. Die Messfeldgröße und die Auflösung werden als zwei Variationen einzeln untersucht. Mittels statistischer Prüfung werden die Messdaten geprüft, ob es große Unterschiede zwischen verschiedenen Messbedingungen gibt. Und durch die Analyse der Daten wird es besprochen, welche Messbedingung Vorteile hat.

## 4.1 Variation der Messfeldgröße

Wenn die Messfeldgröße als Variable gewählt wird, achten darauf, dass die Auflösung der Variablen gleichbleibt. Und die Untersuchung der Messfeldgröße wird mit Hilfe von Microsoft Excel realisiert.

Zuerst wird die Daten mit F-Test geprüft. In Microsoft Excel werden jeweils zwei Datensätze geprüft. Wir nehmen an, dass Nullhypothese  $H_0$  keinen statistischen Unterschied auf Varianz zwischen den beiden Datensätze hat. Nach der Berechnung der Varianz jedes der beiden Datensätze wird der größer Wert durch den kleineren Wert geteilt. Der berechnete Wert wird dann mit F-kritisch vergleichen, was durch die Funktion F.INV erhalten wird. Wie in der Abbildung 18 gezeigt, sind die Werte in roter Schrift die kleinere Zahl, d.h. fast alle F-prüf, mit Ausnahme von Ssw und Smr, kleiner als F-kritisch, weil die beiden Kenngrößen nicht normalverteilt sind. Dann wird das Ergebnis ermittelt, dass die Varianz der ausgewählten Oberflächenkenngrößen zwischen jeweils beiden Messfeldgrößen keinen statistischen Unterschied haben, gleich sind.



Abbildung 18 Ergebnisse von F-Test der Oberfläche 4000\_Alu auf Messfeldgröße

Aufgrund des Ergebnisses der F-Test wird der t-Test als nächstes verwendet, um den Mittelwert zwischen jeweils beiden Datensätze zu überprüfen. Wir nehmen ebenfalls an, dass Nullhypothese  $H_0$  keinen statistischen Unterschied auf Mittelwert zwischen beiden Daten hat. Mit der Gleichung in 2.2.2 kann der Betrag von t-prüf als t-abs berechnet. Dann werden t-abs mit t-kritisch vergleichen. Die Ergebnisse sind wie Abbildung 19 dargestellt, wobei t-abs für fast alle Kenngrößen außerdem Sz kleiner als t-kritisch sind. Das bedeutet, dass es keinen signifikanten statistischen Unterschied in den ausgewählten Kenngrößen zwischen beiden Datensätze gibt, mit Ausnahme Sz. Die Kombination der F-Test und t-Test zeigt, dass die Messfeldgröße fast keinen signifikanten Einfluss auf die Messdaten hat.

Sq	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Ssk	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Sku	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Sp	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Sv	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch
0,5-0,7	-1,1003124 1,1003124 2,10092204 0,5-0,7	0,93637793 0,93637793 2,10092204 0,5-0,7	0,15754563 0,15754563 2,10092204 0,5-0,7	-1,86983136 1,86983136 2,10092204 0,5-0,7	-2,48804628 2,48804628 2,10092204
0,5-1	-1,70526736 1,70526736 2,1199053 0,5-1	0,56380833 0,56380833 2,1199053 0,5-1	-0,53773502 0,53773502 2,1199053 0,5-1	-3,87758569 3,87758569 2,1199053 0,5-1	-4,02133242 4,02133242 2,1199053
0,5-1,5	-1,92411159 1,92411159 2,16036866 0,5-1,5	0,77009635 0,77009635 2,16036866 0,5-1,5	-0,52335184 0,52335184 2,16036866 0,5-1,5	-4,25489636 4,25489636 2,16036866 0,5-1,5	-5,87789673 5,87789673 2,16036866
0,7-1	-0,40099579 0,40099579 2,1199053 0,7-1	-0,43619251 0,43619251 2,1199053 0,7-1	-1,06461383 1,06461383 2,1199053 0,7-1	-1,35422317 1,35422317 2,1199053 0,7-1	-1,80849925 1,80849925 2,1199053
0,7-1,5	-0,45616103 0,45616103 2,16036866 0,7-1,5	-0,20238659 0,20238659 2,16036866 0,7-1,5	-1,3024383 1,3024383 2,16036866 0,7-1,5	-1,81335981 1,81335981 2,16036866 0,7-1,5	-3,33253634 3,33253634 2,16036866
1-1,5	-0,10186348 0,10186348 2,20098516 1-1,5	0,28105139 0,28105139 2,20098516 1-1,5	-0,07378619 0,07378619 2,20098516 1-1,5	-0,8663457 0,8663457 2,20098516 1-1,5	-1,26701159 1,26701159 2,20098516
Sz	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Sa	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Smc	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Sxp	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Sal	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch
0,5-0,7	-3,23112854 3,23112854 2,10092204 0,5-0,7	-1,15763543 1,15763543 2,10092204 0,5-0,7	-1,12522078 1,12522078 2,10092204 0,5-0,7	-1,34170153 1,34170153 2,10092204 0,5-0,7	-1,08293985 1,08293985 2,10092204
0,5-1	-6,81697565 6,81697565 2,1199053 0,5-1	-1,81912519 1,81912519 2,1199053 0,5-1	-1,45329998 1,45329998 2,1199053 0,5-1	-1,74579283 1,74579283 2,1199053 0,5-1	-2,14171032 2,14171032 2,1199053
0,5-1,5	-8,05530228 8,05530228 2,16036866 0,5-1,5	-2,15265855 2,15265855 2,16036866 0,5-1,5	-1,6467523 1,6467523 2,16036866 0,5-1,5	-1,56484534 1,56484534 2,16036866 0,5-1,5	-2,09049059 2,09049059 2,16036866
0,7-1	-2,66621052 2,66621052 2,1199053 0,7-1	-0,31214331 0,31214331 2,1199053 0,7-1	-0,04779452 0,04779452 2,1199053 0,7-1	-0,22976246 0,22976246 2,1199053 0,7-1	-2,02314171 2,02314171 2,1199053
0,7-1,5	-3,93000743 3,93000743 2,16036866 0,7-1,5	-0,3710171 0,3710171 2,16036866 0,7-1,5	-0,11305412 0,11305412 2,16036866 0,7-1,5	-0,1382794 0,1382794 2,16036866 0,7-1,5	-2,6664695 2,6664695 2,16036866
1-1,5	-2,25644128 2,25644128 2,20098516 1-1,5	-0,11775077 0,11775077 2,20098516 1-1,5	-0,09578975 0,09578975 2,20098516 1-1,5	0,08615177 0,08615177 2,20098516 1-1,5	-0,59049841 0,59049841 2,20098516
Str	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Std	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Sdq	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Sdr	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Vm	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch
0,5-0,7	-1,166312724 1,166312724 2,10092204 0,5-0,7	-0,07365449 0,073654494 2,10092204 0,5-0,7	-0,99915743 0,99915743 2,10092204 0,5-0,7	-0,84155726 0,841557257 2,10092204 0,5-0,7	0,1934021 0,1934021 2,10092204
0,5-1	-2,410874004 2,410874004 2,1199053 0,5-1	-0,31982008 0,319820077 2,119905299 0,5-1	-0,94288993 0,94288993 2,1199053 0,5-1	-0,9333952 0,933395195 2,1199053 0,5-1	-0,52856529 0,52856529 2,1199053
0,5-1,5	-4,283435184 4,283435184 2,16036866 0,5-1,5	-0,74375389 0,743753891 2,160368656 0,5-1,5	-1,84936267 1,84936267 2,16036866 0,5-1,5	-1,68335032 1,683350316 2,16036866 0,5-1,5	-0,5743342 0,5743342 2,16036866
0,7-1	-1,424171595 1,424171595 2,1199053 0,7-1	-0,20707474 0,207074737 2,119905299 0,7-1	0,15466192 0,15466192 2,1199053 0,7-1	-0,01257084 0,012570844 2,1199053 0,7-1	-0,74802949 0,74802949 2,1199053
0,7-1,5	-3,688497795 3,688497795 2,16036866 0,7-1,5	-0,56658602 0,56658602 2,160368656 0,7-1,5	-0,77326403 0,77326403 2,16036866 0,7-1,5	-0,86172312 0,861723117 2,16036866 0,7-1,5	-0,81465211 0,81465211 2,16036866
1-1,5	-2,322261651 2,322261651 2,20098516 1-1,5	-0,42551074 0,425510744 2,20098516 1-1,5	-1,27417057 1,27417057 2,20098516 1-1,5	-1,19654151 1,196541514 2,20098516 1-1,5	-0,06884273 0,06884273 2,20098516
Vv	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Vmp	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Vmc	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Vvc	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch Vvv	t-prüfen t-pr-abs t-Kritisch
0,5-0,7	-1,02748492 1,02748492 2,10092204 0,5-0,7	0,1934021 0,1934021 2,10092204 0,5-0,7	-1,22144265 1,22144265 2,10092204 0,5-0,7	-0,89067898 0,89067898 2,10092204 0,5-0,7	-1,14984261 1,14984261 2,10092204
0,5-1	-1,39219545 1,39219545 2,1199053 0,5-1	-0,52856529 0,52856529 2,1199053 0,5-1	-1,28532797 1,28532797 2,1199053 0,5-1	-1,15015932 1,15015932 2,1199053 0,5-1	-1,63112648 1,63112648 2,1199053
0,5-1,5	-1,59187668 1,59187668 2,16036866 0,5-1,5	-0,5743342 0,5743342 2,16036866 0,5-1,5	-1,35012404 1,35012404 2,16036866 0,5-1,5	-1,33305835 1,33305835 2,16036866 0,5-1,5	-1,20486819 1,20486819 2,16036866
0,7-1	-0,11242726 0,11242726 2,1199053 0,7-1	-0,74802949 0,74802949 2,1199053 0,7-1	0,04532952 0,04532952 2,1199053 0,7-1	-0,06421067 0,06421067 2,1199053 0,7-1	-0,50834224 0,50834224 2,1199053
0,7-1,5	-0,17245684 0,17245684 2,16036866 0,7-1,5	-0,81465211 0,81465211 2,16036866 0,7-1,5	-0,14604621 0,14604621 2,16036866 0,7-1,5	-0,15462946 0,15462946 2,16036866 0,7-1,5	-0,25178781 0,25178781 2,16036866
1-1,5	-0,09485974 0,09485974 2,20098516 1-1,5	-0,06884273 0,06884273 2,20098516 1-1,5	-0,27096954 0,27096954 2,20098516 1-1,5	-0,13058116 0,13058116 2,20098516 1-1,5	0,25617637 0,25617637 2,20098516

Abbildung 19 Ergebnisse von t-Test der Oberfläche 4000\_Alu auf Messfeldgröße

Trotz der Testergebnisse kann noch die Variation der Werte zwischen verschiedenen Messfeldgrößen vergleichen. Mit der Funktion "Diagramm" unter "Einfügen" in Microsoft Excel kann ein Punkt(XY)-Diagramm erstellt werden. Anschließend werden die Daten ausgewählt. Wir verwenden die Messfeldgröße als X-Achse und die Messdaten als Y-Achse. Damit erhalten wir eine Kurve in Abhängigkeit von der Messfeldgröße. Wir fügen dann weitere Diagrammelemente hinzu, wie Trendlinien und Konfidenzintervalle usw. Dies ergibt ein Diagramm, das als Vergleich verwendet werden kann.

Automatisches Speichern 💽 🔚 🦃 < 🥙 🗢 🕫	Kenngrößen_berechnen_t-Test_020220.xlsx - Exco	n 🔎 Suci	hen				** 8	00 - 0 /×/
Datei Start Einfügen Seitenlayout Formeln Daten	Überprüfen Ansicht Hilfe 百赏	【网盘						🕆 Teilen 🛛 🖓 Kommentare
ProtTable Empfoldene Tabele ProtTables Tabelen	Address source Visio Data People Wisio Data People Visio Data People Address	aps Graph Diagramme	Karten PivotChart	Linie Saule	e Gewinn/ Verlust ines Filter	E Link Kommentar	Textfield Kopf- und - Fußzeile Objekt Text	le ~ ∏ Formel ~ Ω Symbol Symbole
159 * : × ✓ fr								Y
A B C D E	F G H	1 1		N C	O P Q	R S	T U	V W 🔺
1 Bereich Sq	Ssk	Sku				Sv	Sz	
2 0,5x0,5mm µm	<no unit=""></no>	<no unit=""></no>	× 4			μm	μm	
3 E:\学习资料 1,08946518	-0,39497275	3,53580833		70020006		4,99070006	9,	69090011
4 E:\学习资料 1,40200838	-1,4277529	8,73669958	Blace	0950007		8,5617001	14	,5712002
5 E:\学习资料 1,00262784	-0,39618704	3,42051715	- Charle	4300005		4,77150006	9,	21450011
6 E:\学习资料 1.06718315	-0,44515569	3,3621865		7680005		4,33690005	8	.6137001
7 E:\学习资料 1.066305	-0.5055373	3.69459517		8060005		5,33150006	9.	21210011
8 F:\学习资料 1.09238845	-0.57062587	3.72641997		12210005		6.23480007	10	2569001
9 E:\学习资料 1,09727511	-0,42373913	3,37476963	Weitere Punktdiagramme (XY)	/5160006		6,84200008	11	,5936001

Abbildung 20 Punkt(XY)-Diagramm erstellen

Nach Erhalt der Darstellungen aller Parameter kann die Auswirkung unterschiedlicher Messfeldgrößen auf die Messdaten und die Gründe für die unterschiedlichen Daten analysiert werden. Zunächst die Höhenparameter Sa und Sq. In den Diagrammen haben Sa und Sq ähnliche Kurven, beide steigen allmählich an und flachen bei einer Messfeldgröße von 1,5x1,5 mm ab. Das bedeutet, dass die Daten mit der Größe des Messfeldes zunehmen, sich aber schließlich bei einem bestimmten Wert stabilisieren. Der Grund dafür ist, dass mit zunehmender Größe des Messfeldes auch immer mehr Punkte gemessen werden. Nachdem die Anzahl der im Bereich abgedeckten Messpunkte zunimmt, nimmt der Einfluss bestimmter Extremwerte auf das Ganze mit zunehmender Grundzahl allmählich ab und tendiert schließlich zu einem stabilen Wert. Dieser Wert stellt die durchschnittliche Kennlinie über einen großen Bereich dar.



Abbildung 21 Darstellung der Höheparameter Sa und Sq von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße

Für die Parameter Ssk und Sku gilt, dass diese beiden Parameter in gewissem Maße den Gesamtzustand der Oberfläche anzeigen. Die Kurve von Schiefe der Verteilung Ssk zeigt einen insgesamt abnehmenden Trend, der bei 1,5x1,5 mm abflacht. Der Abfall von Ssk repräsentiert die Daten, die sich der Mittellinie oder dem Mittelwert der Verteilung nähern. Das bedeutet, dass sich die Verteilung der Normalverteilung annähert und die Messdaten ungefähr symmetrisch sind. Mit anderen Worten: Die Daten glätten den Einfluss der

Extremwerte auf die Ssk-Werte in kleinen Messfeldern. Die Gesamtdaten werden durchschnittlicher. Die Kurve von Kurtosis der Verteilung Sku hingegen zeigt eine steigende Tendenz und wird bei 1,5x1,5 mm ebenfalls flach. Dies deutet darauf hin, dass die Extremwerte immer weniger Teil des Gesamtverhältnisses sind und mehr des Verhältnisses um den Mittelwert herum auftritt. Auch dies deutet darauf hin, dass der Einfluss der Extreme auf das Gesamtbild immer geringer wird und die Gesamtdaten tendenziell eher durchschnittlich sind.



Abbildung 22 Darstellung der Verteilungsparameter Ssk und Sku von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße

Die Höheparameter Sp, Sv und Sz sind nicht ganz gleich wie bei den obigen Parametern. In der Grafik zeigen alle drei Parameter einen kontinuierlichen Aufwärtstrend. Der mögliche Grund dafür ist, dass die Vergrößerung des Messfeldes mehr Messpunkte bringt. In einer gegebenen Anzahl von Messfeld sind der Extremwert in dem zuvor kleinen Messfeld nicht mehr Extremwert, nachdem das Messfeld größer wird, und weitere ersetzen die ursprünglichen. Die Daten steigen also immer weiter an, bis der Messbereich einen bestimmten großen Bereich erreicht, bevor sie abflachen. Daher ist der Messbereich mit



einer Größe von 1,5x1,5 mm im Vergleich zu anderen kleineren Messfeld umfassender, da er den größten Bereich hat und die meisten erhaltenen Extremwert abdeckt.

Abbildung 23 Darstellung der Höheparameter Sp, Sv und Sz von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße

Für die Parameter Smr, Smc und Sxp zeigt die Grafik eine Tendenz zur Abflachung. Der Wert des Parameters Smr nimmt mit zunehmender Größe des Messfeldes ab. Da c=1µm unterhalb des höchsten Punktes angenommen wird, beziehen sich die Berechnungen auf den höchsten Punkt. Wenn der Messbereich klein ist, wie 0,5x0,5mm, ist Smr deutlich höher als bei den anderen Messbereichsgrößen. Der Hauptgrund dafür ist, dass in dem kleinen Messbereich nicht genügend Messpunkte vorhanden sind und einzelne Extremwerte einen großen Anteil einnehmen können. Wenn sich der Messbereich vergrößert, erhöht sich die Anzahl der Messpunkte und die Extremwerte im Bereich haben nicht mehr einen hohen Anteil. Das bedeutet, dass kleine Messbereiche etwas kontingent sind, während große Messbereiche eher charakteristisch für die gesamte Oberfläche sind. Die Parameter Smc und Sxp zeigen beide eine steigende Tendenz, und die beiden ähnlichen Kurven deuten darauf hin, dass sich die Daten mit zunehmender Anzahl von Messpunkten einem festen Mittelwert annähern. Die Gesamtchance wird reduziert. Dies deutet weiter darauf hin, dass der große Messbereich charakteristisch ist.





Einfluss von Messfeldgröße und Auflösung als Messgröße auf die Messergebnisse 27



Abbildung 24 Darstellung der Smr, Smc und Sxp von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße

Der Wert des Parameters Sal steigt langsam an in Abbildung 25, wenn die Größe des Messbereichs größer wird und der Bereich abflacht. Per Definition ist der Sal-Parameter die kürzeste Autokorrelationsfunktionslänge. Bei gleichem Autokorrelationsgrad s=0,2 bedeutet eine Erhöhung des Wertes, dass das Bild weiter verschoben werden muss, um den Autokorrelationsgrad von 0,2 zu erreichen. Das bedeutet, dass das Bild unter einem großen Messbereich flacher und weniger wellenförmig ist als unter einem kleinen Messbereich. Dies liegt daran, dass der große Messbereich mehr Messpunkte abdeckt. Er ist repräsentativer im Vergleich zum kleinen Messbereich. Wenn extreme Messpunkte in den kleinen Messbereich einbezogen werden, dann werden die Werte vergrößert und der Gesamteffekt auf das Ganze wird verstärkt. Bei einem großen Messbereich hingegen wird er durch mehr andere Messpunkte neutralisiert, so dass sich der Einfluss in Grenzen hält.



Abbildung 25 Darstellung der Sal von Alu 4000rpm in verschiedener Messfeldgröße

Die Analyse, der aus den obigen Daten gezeichneten Diagramme zeigt, dass einige der Daten zwar ähnliche Konfidenzintervalle haben, was bedeutet, dass es keine signifikanten numerischen Unterschiede in diesen Daten gibt. Allerdings bleiben die Konfidenzintervalle für die großen Messbereiche in einem vernünftigen Bereich und sind auch bei den kleinsten Konfidenzbereichen nicht viel größer als die anderen Messbereiche, was bedeutet je höher die Genauigkeit der Messdaten. Und der Trend, der in Verbindung mit den praktischen gewonnenen Messdaten aus der Grafik zeigt, dass ein großer Teil der Oberflächenmerkmalswerte mit zunehmender Messfläche allmählich zu einem stabilen Zustand tendieren. Ein großer Messbereich ist weniger anfällig für Extremwerte als ein kleiner Bereich, da mehr Messpunkte diese Extremwerte herausmitteln. Deshalb sind große Messbereiche stabiler und repräsentativer. Daher ist der große Bereich von 1,5x1,5 mm der stabilste und repräsentativste der vier Messbereiche.

## 4.2 Variation der Auflösung

Wenn die Auflösung als weitere Variable verwendet wird, dann muss die Größe des Messbereichs konstant bleiben. Aufgrund der Ergebnisse der obigen Diskussion über den Messbereich wurde 1,5x1,5mm als Messbereichstest gewählt. Das Prinzip der Änderung der Auflösung wird durch die Änderung des Abstands zwischen den Aufzeichnungsebenen erreicht. Wenn der Abstand zunimmt, werden weniger Punkte gemessen, d. h. die Auflösung nimmt ab. Umgekehrt, wenn der Abstand abnimmt, steigt die Anzahl der gemessenen Punkte und die Auflösung nimmt zu.

Mit der Funktion "Resampeln"<sup>5</sup> in MountainsMap8.2, wie in der Abbildung 26 gezeigt, kann die Auflösung auf den X- und Y-Achsen oder auf den Z-Achse verändert werden. Die Auflösung wird in der Z-Achse verändert. In dieser Arbeit wird die Auflösung auf Z-Achse mit verschiedener Größe aufgestellt.

Unter Beibehaltung der Auflösungen in der X- und Y-Achse wurden 0,1nm, 1nm, 10nm und 100nm als vier verschiedene Auflösungen in der Z-Achse gewählt. Die gemessenen Daten wurden in Excel importiert und organisiert, um die folgende Datentabelle 3 zu erhalten. Aufgrund von signifikantem Unterschied wird hier der Amplitudenkenngrößen zur Analyse ausgewählt.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sampeln von derselben Topografie nochmals

Einfluss von Messfeldgröße und Auflösung als Messgröße auf die Messergebnisse 29

- und Y-Achsen			Z-Achse	
Aktuelles Studiepobiekt:	X-Achse	Y-Achse	Aktuelles Studienobjekt:	
Größe:	500 µm	500 µm	Länge: 36.65 µm	
Schrittabstand:	0.2454 µm	0.2454 µm	Schrittabstand: 0.1 nm	
Punktanzahl:	2039 Punkte	2039 Punkte	Dynamik: 366527 Ziffern (32	! bits)
ktion:			Aktion:	
O Den Schrittabstand a	uf der X- und Y-Ach	nse nicht ändern	O Den Schrittabstand auf der Z-Achse ändern	nicht
Neue Anzahl von Pun	kten:		Neuer Schrittabstand:	
🔘 Standardgröße:		256 x 256 🛛 🗸	100 nm 🗸	
⊖ Frei gewählte Grö	ße: 1001	x 1001		
Proportionen beib	ehalten		Ergebnisstudienobjekt:	
Neuer Schrittabstand	:		Länge: 36.6 µm	
500 nm	~		Schrittabstand: 100 nm	
Gleichen Schrittab	stand für X- und Y	-Achsen verwenden	Dynamik: 366 Ziffern (16 bit	s)
Auflösung mit Hilfe eir (glatter aber langsam	ner Spline-Interpola er)	ation verändern		
Glätten der Ränder von Zor nicht-gemessenen Punkten:	ien mit	Keine $\vee$	Mehr über das Verändern der Auflösung	
Ergebnisstudienobjekt:	X-Achse	Y-Achse		
Größe:	500.5 µm	500.5 µm		
Schrittabstand:	0.5 µm	0.5 µm	Operator anwenden?	

Abbildung 26 Funktion "Resampeln" in MountainsMap8.2

In Tabelle 3 sind fünf Datensätze enthalten. Zuerst werden die Daten mit F-Test und t-Test überprüft. Die Nullhypothese  $H_0$  besteht, dass jeweils zwei beiden Datensätze keinen Unterschied haben. Die Ergebnisse wird wie Tabelle 4 gezeigt, dass alle F-prüf sowie tprüf kleiner als F-kritisch und t-kritisch sind.  $H_0$  wird nicht abgelehnt und wir können sagen, dass es keinen signifikanten statistischen Unterschied auf Oberflächenkenngrößen für verschiedene Auflösungen gibt.

Der Vergleich der fünf Datensätze zeigt, dass die Änderung der Auflösung der Z-Achse keinen sehr signifikanten Einfluss auf die Werte hat. Bei den Kenngrößen Sp, Sv und Sz beeinflusst jedoch die Auflösung der Z-Achse die Genauigkeit der Werte. Es ist zu erkennen, dass mit abnehmender Auflösung die Genauigkeit der Werte reduziert. Für jede zehnfache Erhöhung der Auflösung gibt es eine Nachkommastelle weniger und die Auswertung der Werte wird ungenau. Ein tausendfacher Unterschied zwischen minimaler und maximaler Auflösung ergibt einen Fehler von drei oder sogar vier Nachkommastellen. Solche Fehler werden vergrößert, wenn sie auf Mikron-Ebene beobachtet werden.

Eine Änderung der Auflösung auf der z-Achse hat also einen großen Einfluss auf die tiefenabhängigen Parameter Sp, Sv und Sz. Bei niedrigen Auflösungen sind die Werte dieser drei Parameter mit Fehlern behaftet. Dies kann einfach verwendet werden, wenn ein schnelles Verständnis der Tiefenparameter erforderlich ist. Wenn jedoch präzise Messungen erforderlich sind, sollte eine hohe Auflösung gewählt werden.

Auflösung	Sq	Ssk	Sku	Sp	Sv	Sz	Sa
nm	μm	<no unit=""></no>	<no unit=""></no>	μm	μm	μm	μm
0,1	3,49113625	0,20893933	3,1044852	24,4946	18,4947	42,9893	2,77995348
1	3,49109643	0,20894307	3,10453331	24,494	18,495	42,989	2,77990345
10	3,49036514	0,20894707	3,10452991	24,49	18,49	42,98	2,77922519
100	3,4840321	0,20894544	3,10442935	24,4	18,5	42,9	2,77291759
0,1	3,44501419	0,1466417	2,99296761	21,1587	18,3342	39,4929	2,75684695
1	3,44493584	0,14664188	2,99296739	21,158	18,334	39,492	2,75677565
10	3,44453542	0,14666411	2,99343128	21,16	18,33	39,49	2,75627434
100	3,43684708	0,14663407	2,99333852	21,1	18,3	39,4	2,74907214
0,1	3,37359998	0,26618303	3,29762855	22,4218	16,9567	39,3785	2,67085061
1	3,37355403	0,26618266	3,29764926	22,422	16,956	39,378	2,67079819
10	3,37287301	0,26617774	3,29765186	22,42	16,95	39,37	2,67015426
100	3,36699274	0,26607144	3,29774864	22,4	16,9	39,3	2,66411394
0,1	3,33032877	0,13564757	3,06207094	19,0348	18,0058	37,0406	2,64834125
1	3,33027433	0,13564763	3,06207556	19,034	18,006	37,04	2,64828469
10	3,33067388	0,13562352	3,06158084	19,03	18,01	37,04	2,64878411
100	3,32665689	0,13563368	3,06509276	19	18	37	2,64363469
0,1	3,47591306	0,14540069	3,08303454	20,9914	18,3443	39,3357	2,76968441
1	3,47585141	0,14540051	3,08303527	20,991	18,344	39,335	2,76962394
10	3,47538962	0,14539541	3,08320836	20,99	18,34	39,33	2,76909727
100	3,47151473	0,14559945	3,08782748	21	18,3	39,3	2,76400899

#### Tabelle 3 veränderte Auflösung in der Z-Achse in 1,5x1,5mm Messfeldgröße

Sq	F-prüf	F-kritsich	Ssk	F-prüf	F-kritsich	Sku	F-prüf	F-kritsich	Sp	F-prüf	F-kritsich	Sv	F-prüf	F-kritsich	Sz	F-prüf	F-kritsich	Sa	F-prüf	F-kritsich
0,1/1	1,00003479	6,38823291	10/0,1	1,00004342	6,38823291	1/0,1	1,00013671	6,38823291	1/0,1	1,00013323	6,38823291	100/0,1	1,05142639	6,38823291	1/0,1	1,00011602	6,38823291	0,1/1	1,00006836	6,38823291
0,1/10	1,00915833	6,38823291	10/1	1,00003195	6,38823291	1/10	1,00131942	6,38823291	1/10	1,00037551	6,38823291	100/1	1,05044439	6,38823291	1/10	1,00287527	6,38823291	0,1/10	1,01089437	6,38823291
0,1/100	1,02341273	6,38823291	10/100	1,00251555	6,38823291	1/100	1,01061052	6,38823291	1/100	1,02218329	6,38823291	100/10	1,04837885	6,38823291	1/100	1,01629409	6,38823291	0,1/100	1,02134248	6,38823291
1/10	1,00912321	6,38823291	1/0,1	1,00001147	6,38823291	0,1/10	1,00118255	6,38823291	0,1/10	1,00024224	6,38823291	10/0,1	1,0029069	6,38823291	0,1/10	1,00275893	6,38823291	1/10	1,01082527	6,38823291
1/100	1,02337712	6,38823291	1/100	1,00248352	6,38823291	0,1/100	1,01047238	6,38823291	0,1/100	1,02204712	6,38823291	10/1	1,00197022	6,38823291	0,1/100	1,01617619	6,38823291	1/100	1,02127267	6,38823291
10/100	1,01412504	6,38823291	0,1/100	1,00247202	6,38823291	10/100	1,00927886	6,38823291	10/100	1,0217996	6,38823291	1/0,1	1,00093484	6,38823291	10/100	1,01338034	6,38823291	10/100	1,01033552	6,38823291
Sq	t-abs	t-kritisch	Ssk	t-abs	t-kritisch	Sku	t-abs	t-kritisch	Sp	t-abs	t-kritisch	Sv	t-abs	t-kritisch	Sz	t-abs	t-kritisch	Sa	t-abs	t-kritisch
Sq 0,1-1	t-abs 0,00128723	t-kritisch 2,30600414	Ssk 0,1-1	t-abs 1,9372E-05	t-kritisch 2,30600414	Sku 0,1-1	t-abs 0,00020523	t-kritisch 2,30600414	Sp 0,1-1	t-abs 0,00036143	t-kritisch 2,30600414	Sv 0,1-1	t-abs 0,0003544	t-kritisch 2,30600414	Sz 0,1-1	t-abs 0,00044526	t-kritisch 2,30600414	Sa 0,1-1	t-abs 0,00150973	t-kritisch 2,30600414
Sq 0,1-1 0,1-10	t-abs 0,00128723 0,0099229	t-kritisch 2,30600414 2,30600414	Ssk 0,1-1 0,1-10	t-abs 1,9372E-05 2,5251E-05	t-kritisch 2,30600414 2,30600414	Sku 0,1-1 0,1-10	t-abs 0,00020523 0,00059799	t-kritisch 2,30600414 2,30600414	Sp 0,1-1 0,1-10	t-abs 0,00036143 0,00177587	t-kritisch 2,30600414 2,30600414	Sv 0,1-1 0,1-10	t-abs 0,0003544 0,00794478	t-kritisch 2,30600414 2,30600414	Sz 0,1-1 0,1-10	t-abs 0,00044526 0,00401024	t-kritisch 2,30600414 2,30600414	Sa 0,1-1 0,1-10	t-abs 0,00150973 0,0111486	t-kritisch 2,30600414 2,30600414
Sq 0,1-1 0,1-10 0,1-100	t-abs 0,00128723 0,0099229 0,13837045	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Ssk 0,1-1 0,1-10 0,1-100	t-abs 1,9372E-05 2,5251E-05 0,00040557	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sku 0,1-1 0,1-10 0,1-100	t-abs 0,00020523 0,00059799 0,02295465	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sp 0,1-1 0,1-10 0,1-100	t-abs 0,00036143 0,00177587 0,03180577	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sv 0,1-1 0,1-10 0,1-100	t-abs 0,0003544 0,00794478 0,06785227	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sz 0,1-1 0,1-10 0,1-100	t-abs 0,00044526 0,00401024 0,05021953	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sa 0,1-1 0,1-10 0,1-100	t-abs 0,00150973 0,0111486 0,16664495	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414
Sq 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10	t-abs 0,00128723 0,0099229 0,13837045 0,00863283	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Ssk 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10	t-abs 1,9372E-05 2,5251E-05 0,00040557 4,4622E-05	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sku 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10	t-abs 0,00020523 0,00059799 0,02295465 0,00039268	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sp 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10	t-abs 0,00036143 0,00177587 0,03180577 0,00141437	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sv 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10	t-abs 0,0003544 0,00794478 0,06785227 0,00758878	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sz 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10	t-abs 0,00044526 0,00401024 0,05021953 0,00356455	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sa 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10	t-abs 0,00150973 0,0111486 0,16664495 0,00963498	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414
Sq 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10 1-100	t-abs 0,00128723 0,0099229 0,13837045 0,00863283 0,13707701	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Ssk 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10 1-100	t-abs 1,9372E-05 2,5251E-05 0,00040557 4,4622E-05 0,00038619	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sku 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10 1-100	t-abs 0,00020523 0,00059799 0,02295465 0,00039268 0,02274809	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sp 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10 1-100	t-abs 0,00036143 0,00177587 0,03180577 0,00141437 0,03144131	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sv 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10 1-100	t-abs 0,0003544 0,00794478 0,06785227 0,00758878 0,06748688	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sz 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10 1-100	t-abs 0,00044526 0,00401024 0,05021953 0,00356455 0,04977102	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414	Sa 0,1-1 0,1-10 0,1-100 1-10 1-100	t-abs 0,00150973 0,0111486 0,16664495 0,00963498 0,16513015	t-kritisch 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414 2,30600414

Tabelle 4 Ergebnisse von F-test(oben) und t-Test(unten) der Oberfläche 4000\_Alu auf Auflösung

#### 31

# 5 Vergleich der Topografiemessung mittels ver-

# schiedener Messverfahren

In diesem Kapitel werden die Daten aus derselbe Oberfläche mit taktilen Tastschnittmessverfahren und optischen Fokusvariationsmessverfahren vergleichen. Aufgrund der Untersuchung im vorherigen Abschnitt wurde bei der Wahl der Messbedingungen versucht, große Messbereiche und eine hohe Auflösung zu wählen. Dies liegt daran, dass die auf diese Weise gemessenen Daten repräsentativer sind. Nachdem die beiden Messdaten mit taktilen und optischen Messverfahren gewonnen werden, wird es dann mit t-Tests geprüft, ob die Daten einen statistischen Unterschied haben. Dann vergleichen und analysieren wir die Daten.

## 5.1 Verarbeitung der Daten mit Software MountainsMap

Die gleichen Proben wurden für die Durchführung des Experiments ausgewählt. In dieser Arbeit wurde eine mit 6500 rpm<sup>6</sup> für 10 Minuten sandgestrahlte Oberfläche aus Aluminium von Bernstein gewählt. Die Daten wurden mit zwei verschiedenen Messmethoden, im Tastschnittmessverfahren und im optischen Messverfahren, gemessen und anschließend in MountainsMap importiert, um die Daten zu verarbeiten.

Bei der Tastschnittmessverfahren wird die .txt-Datei importiert und eine Topografie erstellt. Bei dem optischen Messverfahren wird die Topografie durch den Import der .sur-Datei und die Bearbeitung, wie z. B. Ausrichten und Entfernen von Ausreißern, erstellt. Die Details der Operation befinden sich im Abschnitt Anlage am Ende der Arbeit. Die Topografie ist in der Abbildung 27 dargestellt.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Revolutions Per Minute



Abbildung 27 Topografien von taktilen(oben) und optischen(unten) Messverfahren

Um die Zuverlässigkeit beider Messdaten zu garantieren, wurden die gleichen Teile ausgewählt, die mit der gleichen Größe des Messbereichs und der gleichen Auflösung gemessen wurden. In dieser Arbeit wurde eine Messfeldgröße von 0,1924mmx1mm gewählt mit einer Auflösung von 0,5 Mikrometer auf der x-Achse und 2 Mikrometer auf der y-Achse. Für Messbedingung Auflösung kann es am höchsten nur 2 Mikrometer ausgewählt werden, weil die Topografie durch unvermeidbare mechanische Ursachen verzerrt wird, wie z.B. die falsche Ausrichtung der Sonde mit der Probe aufgrund von Vibrationen. Nachdem bestätigt wurde, dass die Messbedingungen korrekt sind, wird die Messung durchgeführt und die Amplitudenparameter werden ermittelt. Die Parameter wurden dann exportiert und die Daten zusammengestellt, um eine Tabelle mit den drei Gruppen von Steuerungsdaten wie unten gezeigt Tabelle 5 zu erhalten.



Abbildung 28 gleiche Bereich der Probe von taktilen(oben) und optischen(unten) Messverfahren





Abbildung 29 3D-Ansicht des gleichen Messfelds von taktilen(oben) und optischen(unten) Messverfahren

				Studien	objekt-I	nfos	
				Name:	20x_Alu_	6500m U	hrzeigersinn)
				Gemessen von:	Olympus	20x/0,6 NA	<b>\</b>
				Created on:	05.05.202	21 12:49:44	ł
S	tudienobje	kt-Infos	•	Messungsdauer:	1 m 0 s		
Name:	6500_alu_2r	micro_3g	erichtet (LS-Ebene)	Auflösung des Messgerätes:	100.0	nm	
Studienobjekt-Typ:	Oberfläche			Studienobjekt-Typ:	Oberfläc	he	
Achse:	X			Achse:	х		
Länge:	5.600	mm		Länge:	3.296	mm	
Größe:	11200	Punkte		Größe:	6593	Punkte	
Schrittabstand:	0.5000	μm		Schrittabstand:	0.5000	μm	
Offset:	0.000	mm		Offset:	49.30	mm	
Achse:	Y			Achse:	Y		
Länge:	196.0	μm		Länge:	1.160	mm	
Größe:	99	Punkte		Größer	E01	Dunkta	
				diobe.	201	FUIIKLE	
Schrittabstand:	2.000	μm		Schrittabstand:	2.000	μm	
Schrittabstand: Offset:	2.000 -196	µm µm		Schrittabstand: Offset:	2.000	µm mm	
Schrittabstand: Offset: Achse:	2.000 -196 Z	µm µm		Schrittabstand: Offset:	2.000 -64.85 Z	µm mm	
Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ:	2.000 -196 <b>Z</b> Topographie	µm µm e		Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ:	2.000 -64.85 <b>Z</b> Topogra	phie	
Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ: Länge:	2.000 -196 <b>Z</b> Topographie 44.57	hw hw 6		Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ: Länge:	2.000 -64.85 Z Topogra 55.20	phie	
Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ: Länge: Min.:	2.000 -196 <b>Z</b> Topographie 44.57 -21.98	µт µт е µт µт		Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ: Länge: Min.:	2.000 -64.85 Z Topogra 55.20 2.136	phie phie phie	
Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ: Länge: Min.: Max:	2.000 -196 <b>Z</b> Topographie 44.57 -21.98 22.58	µт µт е µт µт µт		Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ: Länge: Min.: Max:	2.000 -64.85 <b>Z</b> Topogra 55.20 2.136 57.34	μm mm phie μm μm	
Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ: Länge: Min.: Max: Größe:	2.000 -196 <b>Z</b> Topographie 44.57 -21.98 22.58 44565195	μm μm e μm μm Ziffern		Schrittabstand: Offset: Achse: Schicht-Typ: Länge: Min.: Max: Größe:	2.000 -64.85 <b>Z</b> Topogra 55.20 2.136 57.34 552	μm mm phie μm μm Ziffern	

Abbildung 30 gleiche Auflösung von taktilen(link) und optischen(recht) Messverfahren

Taktil																							
Gruppe	Sq	Ssk	Sku	Sp	Sv	Sz	Sa	Sal	Str	Std	Sdq	Sdr	Vm	Vv	Vmp	Vmc	Vvc	Vvv	Sk	Spk	Svk	Smr1	Smr2
1	7,070518	-0,17673	2,663738	20,05896	21,69334	41,7523	5,739169	0,042317	0,301156	72,74903	0,568571	13,80785	0,000238	0,009512	0,000238	0,006541	0,008676	0,000836	19,12028	4,558782	6,725443	8,947585	90,33401
2	5,097078	0,05557	2,826729	18,34442	14,5528	32,89722	4,069992	0,032533	0,768502	113,4966	0,519966	11,6721	0,000228	0,006947	0,000228	0,004612	0,006371	0,000577	12,77414	4,717396	4,587588	11,44361	89,19629
3	5,776753	0,122543	2,667715	21,88783	17,16429	39,05213	4,70072	0,040264	0,477699	128,747	0,529318	12,13867	0,000266	0,007866	0,000266	0,005474	0,007319	0,000546	15,84818	5,205172	4,271096	9,461174	92,24502
Mittelwert	5,98145	0,000461	2,719394	20,09707	17,80348	37,90055	4,836627	0,038371	0,515786	104,9975	0,539285	12,53954	0,000244	0,008108	0,000244	0,005542	0,007455	0,000653	15,9142	4,827117	5,194709	9,950789	90,59177
Varianz	1,005042	0,024669	0,008645	3,140033	13,05324	20,59771	0,710391	2,66E-05	0,055691	838,1176	0,000665	1,260883	3,85E-10	1,69E-06	3,85E-10	9,34E-07	1,34E-06	2,55E-08	10,07166	0,113484	1,782401	1,737327	2,373531
Optisch																							
Gruppe	Sq	Ssk	Sku	Sp	Sv	Sz	Sa	Sal	Str	Std	Sdq	Sdr	Vm	Vv	Vmp	Vmc	Vvc	Vvv	Sk	Spk	Svk	Smr1	Smr2
1	7,428939	-0,15885	2,649048	23,2	22,1	45,3	6,025472	0,041137	0,269422	76,98957	0,90721	26,76102	0,000251	0,010041	0,000251	0,006924	0,009176	0,000865	20,01668	4,819524	7,355591	9,260207	90,57376
2	5,302828	0,018947	2,772637	19,4	14,1	33,5	4,248413	0,030044	0,670752	113,5089	0,822802	22,74227	0,000239	0,007064	0,000239	0,00484	0,00646	0,000603	13,46625	4,720017	4,7497	10,64091	89,06989
3	5,903713	0,182084	2,603278	22,1	16,2	38,3	4,810337	0,041365	0,547213	128,7437	0,837739	23,79044	0,000274	0,008196	0,000274	0,005549	0,007651	0,000545	16,13159	5,510265	4,061271	10,23738	92,60218
Mittelwert	6,211826	0,01406	2,674988	21,56667	17,46667	39,03333	5,028074	0,037515	0,495796	106,414	0,855917	24,43124	0,000254	0,008434	0,000254	0,005771	0,007762	0,000671	16,53818	5,016602	5,388854	10,04617	90,74861
Varianz	1,201287	0,029077	0,007675	3,823333	17,20333	35,21333	0,825042	4,19E-05	0,042249	707,3742	0,002029	4,345555	3,13E-10	2,26E-06	3,13E-10	1,12E-06	1,85E-06	2,91E-08	10,85103	0,185253	3,019523	0,504006	3,142212

Tabelle 5 zusammengestellte Daten von taktilen und optischen Messverfahren

## 5.2 Datenanalyse für verschiedene Messverfahren

Die Berechnungen wurden durchgeführt, nachdem alle drei Gruppen von Steuerungsdaten erhalten wurden. Mit den statistischen t-Test für verbundene Stichprobe wurde überprüft, weil die beiden Messverfahren auf dieselbe Stelle gemessen haben, ob es einen statistischen Unterschied zwischen der Tastschnittmessverfahren und der optischen Messverfahren gibt. Es wurde angenommen für die Nullhypothese  $H_0$ , dass die Mittelwerte der gemessenen Daten mit den beiden Messverfahren gleich sind, d. h., dass es keinen statistischen Unterschied zwischen den beiden Gruppen gibt.

Für die verbundene Stichprobe verwenden wir die Gleichung  $t = \frac{\overline{d}}{s_d}\sqrt{n}$  um der t-prüf zu berechnen. In dieser Gleichung sind  $d = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} d_i$ ;  $d_i = x_{1i} - x_{2i}$  und

 $S_d = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2}$ . *d* ist die Differenz zwischen die beiden gemessenen Werte mit taktilen Messverfahren und optischen Messverfahren auf dieselbe Stellen. Dann wird tprüf mit t-kritisch vergleichen und die Ergebnisse wie unten Tabelle 6 gezeigt bekommen.

Nach der Tabelle ist es sichtbar, dass Hypothese für die Oberflächenkenngrößen Sdq, Sdr, Vm und Vmp abgelehnt wird. Außer diesen vier Oberflächenkenngrößen stimmen die übrigen Kenngrößen mit der Hypothese überein. Das bedeutet, dass es keine signifikanten statistischen Unterschiede bei den meisten Kenngrößen zwischen taktilen Messverfahren und optischen Messverfahren.

Taktil																							
Gruppe	Sq	Ssk	Sku	Sp	Sv	Sz	Sa	Sal	Str	Std	Sdq	Sdr	Vm	Vv	Vmp	Vmc	Vvc	Vvv	Sk	Spk	Svk	Smr1	Smr2
	1 7,070518	-0,17673	2,663738	20,05896	21,69334	41,7523	5,739169	0,042317	0,301156	72,74903	0,568571	13,80785	0,000238	0,009512	0,000238	0,006541	0,008676	0,000836	19,12028	4,558782	6,725443	8,947585	90,33401
	2 5,097078	0,05557	2,826729	18,34442	14,5528	32,89722	4,069992	0,032533	0,768502	113,4966	0,519966	11,6721	0,000228	0,006947	0,000228	0,004612	0,006371	0,000577	12,77414	4,717396	4,587588	11,44361	89,19629
	3 5,776753	0,122543	2,667715	21,88783	17,16429	39,05213	4,70072	0,040264	0,477699	128,747	0,529318	12,13867	0,000266	0,007866	0,000266	0,005474	0,007319	0,000546	15,84818	5,205172	4,271096	9,461174	92,24502
Mittelwer	5,98145	0,000461	2,719394	20,09707	17,80348	37,90055	4,836627	0,038371	0,515786	104,9975	0,539285	12,53954	0,000244	0,008108	0,000244	0,005542	0,007455	0,000653	15,9142	4,827117	5,194709	9,950789	90,59177
Varianz	1,005042	0,024669	0,008645	3,140033	13,05324	20,59771	0,710391	2,66E-05	0,055691	838,1176	0,000665	1,260883	3,85E-10	1,69E-06	3,85E-10	9,34E-07	1,34E-06	2,55E-08	10,07166	0,113484	1,782401	1,737327	2,373531
Optisch																							
Gruppe	Sq	Ssk	Sku	Sp	Sv	Sz	Sa	Sal	Str	Std	Sdq	Sdr	Vm	Vv	Vmp	Vmc	Vvc	Vvv	Sk	Spk	Svk	Smr1	Smr2
	1 7,428939	-0,15885	2,649048	23,2	22,1	45,3	6,025472	0,041137	0,269422	76,98957	0,90721	26,76102	0,000251	0,010041	0,000251	0,006924	0,009176	0,000865	20,01668	4,819524	7,355591	9,260207	90,57376
	2 5,302828	0,018947	2,772637	19,4	14,1	33,5	4,248413	0,030044	0,670752	113,5089	0,822802	22,74227	0,000239	0,007064	0,000239	0,00484	0,00646	0,000603	13,46625	4,720017	4,7497	10,64091	89,06989
	3 5,903713	0,182084	2,603278	22,1	16,2	38,3	4,810337	0,041365	0,547213	128,7437	0,837739	23,79044	0,000274	0,008196	0,000274	0,005549	0,007651	0,000545	16,13159	5,510265	4,061271	10,23738	92,60218
Mittelwer	6,211826	0,01406	2,674988	21,56667	17,46667	39,03333	5,028074	0,037515	0,495796	106,414	0,855917	24,43124	0,000254	0,008434	0,000254	0,005771	0,007762	0,000671	16,53818	5,016602	5,388854	10,04617	90,74861
Varianz	1,201287	0,029077	0,007675	3,823333	17,20333	35,21333	0,825042	4,19E-05	0,042249	707,3742	0,002029	4,345555	3,13E-10	2,26E-06	3,13E-10	1,12E-06	1,85E-06	2,91E-08	10,85103	0,185253	3,019523	0,504006	3,142212
t-Test																							
t-prüf	3,390772	0,488424	2,930073	1,688286	0,842056	0,8925	3,723253	0,816176	0,410968	1,003192	28,47136	21,36279	6,927904	2,728303	6,927904	2,573414	2,57549	1,863727	3,462576	2,009275	0,798925	0,203553	1,077028
t-kritisch	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653	4,302653

Tabelle 6 berechnet t-Wert und kritische t-Wert

Zum weiteren Vergleich der Werte werden Grafiken dargestellt, wie Abbildung 31. Nach den Grafiken kann man sehen, dass die meisten gemessenen Kenngrößen mit dem optischen Messverfahren größer als die mit dem taktilen Messverfahren. Besonders die Kenngrößen Sdr, Sdq und Ssk haben einen großen Unterschied.



Abbildung 31 graphische Vergleich der Kenngrößen

## 6 Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel werden die Arbeit über die Ergebnisse zusammengefasst und den Ausblick dargestellt.

## 6.1 Zusammenfassung

In dieser Bachelorarbeit wurden die Hauptaufgabe gut gemacht.

Zuerst wird die Verteilungseigenschaft der Oberflächen als eine Voraussetzung geprüft. Mittels AD-Test in MATLAB wurde *p*-Wert für die Verteilung einfach berechnet. Durch die logischen Werte von *p*, 0 oder 1 ist, wurde es geprüft, ob die Oberfläche normalverteilt ist. Und die Ergebnisse zeigte, dass die gestrahlten Oberflächen die Normalverteilung haben.

Nachdem die Verteilungseigenschaft geprüft wurde, dann können F-Test und t-Test verwendet um die Daten zu prüfen, ob es einen Einfluss gibt, wenn die Messfeldgröße und die Auflösung als Messbedingungen werden. Durch die Berechnung in Microsoft Excel kann man sagen, es keinen signifikanten Unterschied zwischen verschiedenen Messfeldgrößen sowie Auflösungen. Aber den Unterschied gibt es noch durch die Grafiken, dass mit großen Messfeld oder hohen Auflösung die Daten repräsentativ.

Am Schluss wurde das Thema Vergleich zwischen verschiedenen Messverfahren gelöst. Mit der Messbedingungen, die bereits im vorherigen Abschnitt besprochen, wurde die Topografiemessung von beiden Messverfahren auf dieselbe Stelle gemacht. Dann wurde abhängiger t-Test benutzt um die Daten zu überprüfen, ob einen Unterschied die beiden Messverfahren haben. Den Testergebnisse zufolge gab es keinen signifikanten statistischen Unterschied. Beim anschließenden Vergleich der Kenngrößenwerte waren die mit dem optischen Messverfahren ermittelten Werte meist größer als die mit dem taktilen ermittelten.

An dieser Stelle sind alle Aufgaben für diese Arbeit abgeschlossen.

## 6.2 Ausblick

In dieser Arbeit gibt noch viele zu verbessern. Das Programm für AD-Test in MATLAB kann immer verbessert werden, um mehre Kenngrößen zu prüfen. Für die Messbedingung Messfeldgröße ist es noch wenige Datensätze. Wenn mehre Ausschnitte berechnet werden, dann kann man eine präzise Grafik darstellen, d.h. es besser zu beobachten, welches Messfeld der Beste ist.

# Literatur

[1]	Prof. DrIng. R. Pleul • Doz. DrIng. C. Beck: Charakterisierung technischer Oberflächen - Grundlagen, 2014
[2]	Doz. DrIng. habil. C. Beck • Prof. DrIng. R. Pleul: Messung tech- nischerOberflächen mit Tastschnittgeräten, 2014
[3]	M. Rahlves, J. Seewig(Hrsg.): Optische Messen technischer Ober- flächen, 2009
[4]	Confovis GmbH: Gebrauchsanleitung für das Messsystem Confo- vis TOOLinspect, 2018
[5]	Prof. DrIng. R. Pleul • Doz. DrIng. C. Beck: Charakterisierung technischer Oberflächen - Grundlagen, 2014
[6]	Dr. R. Pleul: 3D-KenngrößenAbstract, Zugriff am 02.06.2021
[7]	Dr. R. Pleul: Flächenhafte Charakterisierung der geometrischen Oberflächenbeschaffenheit, 2014
[8]	Anderson-Darling Test, online Quelle: https://www.mathworks.com/help/stats/adt- est.html?s_tid=doc_ta#d123e121687, verfügbar am 03.06.2021
[9]	Morgenstern, C. u.a.: Six Sigma 8 Statistische Tests. Kursunterla- gen der TEQ GmbH, 2010

[10]	Regina Storm: Wahrscheinlichkeitsrechnung, mathematische Sta-
	tistik und statistische Qualitätskontrolle, 2001

# Anlagen

Teil 1	A-III
Teil 2	A-X
Teil 3	A-XIII

## Anlagen, Teil 1

## Kenngrößenberechnung mit MountainsMap8.2

Zuerst braucht es eine Oberflächendatei im Format ".sur", die kann durch Confovis Lichtmikroskop bekommen werden und dann in MountainsMap 8.2 zur Bearbeitung und Analyse geladen werden. In "Datei" unter dem Menü wird der Option "Studienobjekt laden" gewählt, danach die Oberflächendatei in das Arbeitsblatt hinzugefügt wird.



Abbildung 32 Hauptmenü des MountainsMap8.2

Ganz rechts auf dem Bildschirm wird die durchgeführten Abläufe angezeigt. Diese Analyseabläufe können im Format ".mnt" gespeichert werden, was ist eine Prozesse-Datei, die kann in den gleichen Prozessen für verschiedene Oberflächendateien analysiert werden, ohne manuell wiederholen zu müssen.



Abbildung 33 Analyseablauf des MountainsMap8.2

Als nächster Schritt erfolgt die Bearbeitung der Oberfläche. Die Auswahl der Schicht einer Oberfläche genießt die Priorität, dadurch werden die nachfolgenden Operationen übersichtlicher. Es wird erreicht mit der Option "Schichten extrahieren" unter "Operatoren", nach die zu bearbeitende Oberflächendatei ausgewählt wird. Damit wurde eine klarere Topografie extrahiert, die als nächstes bearbeitet wird.



### Abbildung 34 Extrahieren Schichten gemessener Oberfläche in MountainsMap8.2

Nachdem die Topografie erzeugt wurde, kann mit der Funktion "3D-Ansicht" unter "Studien" eine interaktive 3D-Echtzeitvisualiserung angezeigt werden. Diese Visualisierung ermöglicht eine visuellere Sicht der Rauheit der Oberfläche und ein erstes Verständnis der gemessenen Oberfläche.

```
Anlagen, Teil 1
```



Abbildung 35 Funktion "3D-Ansicht" in MountainsMap8.2



Abbildung 36 Zeigen der 3D-Ansicht gemessener Oberfläche

Anschließend wird einfache Bearbeitung der Oberfläche durchgeführt. Aufgrund des unvermeidlichen manuellen Fehlers, wie z.B., dass die Ebene schiefe ist, oder zu wenige Punkte gemessen werden usw., werden die Daten fehlen. Deshalb ist es notwendig, die Daten mit Hilfe von Funktionen und Algorithmus der Software so vollständig wie möglich zu machen.

Mit der Funktion "Ausrichten" unter "Operatoren" kann die allgemeine Neigung entfernt werden und die Oberfläche so kalibriert werden, dass sie möglichst horizontal ist.



Abbildung 37 Funktion "Ausrichten" in MountainsMap8.2



Abbildung 38 Vorher/Nachher-Vergleich der Ausrichtung

Die Funktion "Ausreißer entfernen" kann am Rand liegende und isolierte Ausreißer entfernen. Sie werden in nicht gemessene Punkte sowie fehlende Punkte umgewandelt und können automatisch ersetzt werden.



Abbildung 39 Funktion "Ausreißer entfernen" in MountainsMap8.2



Abbildung 40 Vorher/Nachher-Vergleich des Ausreißer-Entfernen

Die Funktion "Nicht-gemessene Punkte ausfüllen" unter "Operatoren" kann dann ausgewählt werden, um die fehlende Datenpunkte aufgrund von Messfehlern mit einer flexiblen, aus den Nachbarpunkten berechneten Form oder Punkten in der maximalen, minimalen und mittleren Höhe auszufüllen, dadurch die Daten vollständiger werden.



Abbildung 41 Funktion "Nicht-gemessene Punkte ausfüllen" in MountainsMap8.2



#### Abbildung 42 Vorher/Nachher-Vergleich der Ausfüllung der Punkte

Nach der oben beschriebenen Bearbeitung kann die gesamte Oberfläche in mehrere kleinere unterteilt werden, um die einzelne kleine Oberfläche besser zu beobachten sowie mehrere Daten zu erhalten. Mit der Funktion "Bereich extrahieren" kann man den Untersuchungsbereich extrahieren. Sowohl die Position des Abschnitts auch die Größe des Abschnitts können frei ausgewählt werden.



Abbildung 43 Funktion "Bereich extrahieren" in MountainsMap8.2



Abbildung 44 Extrahieren kleinere Bereich von gemessener Oberfläche

Schließlich können mit der Option "Parametertabelle" die Kenngrößen berechnet und eine Tabelle erzeugt werden, dann es kann im Format ".csv", die kann in Microsoft Excel geöffnet werden, für die weitere Analyse exportiert werden. In "Parameterauswahl" Bildschirm können die zu verwendenden Kenngrößen ausgewählt werden. Danach wird eine Tabelle mit bereits berechneten Parametern angezeigt.



Abbildung 45 Funktion "Parametertabelle" in MountainsMap8.2

#### Anlagen, Teil 1

Parameterauswahl		×
	Parameter	
Listenkonfiguration	Höhen-Parameter	Parameterkonfiguration
Q	🗹 Sq	
	🗹 Ssk	
ISO 25178 V Primäroberfläche V	🗹 Sku	Keine Konfiguration
	🗹 Sp	
- Ein 'Ausrichten'-Operator wurde im	🗹 Sv	
F-Operation Analyseablauf gefunden.	🗹 Sz	
	Sa Sa	
×	<ul> <li>Funktions-Parameter</li> </ul>	Parameterbeschreibung
	🗹 Smr 🕂	Symbol:
S-Filter (λs)	🗹 Smc 🕇	Standard+ ICO 25179
	- 🖉 Sxp 🕇	Standard, 150 25176
× ×	<ul> <li>Räumliche Parameter</li> </ul>	Familie: Höhen-Parameter
	🗹 Sal 🛛 🕂	Kompletter Name:
<b>`</b>	🗹 Str 🛛 🛨	
	🗹 Std 🕇	Kontext:
L-Filter (λc)	Ssw	
	<ul> <li>Hybrid-Parameter</li> </ul>	
	🗌 Sdq 🛛 🕂	Mehr über diese Norm oder diese Parameterfamilie
	🛄 🖸 Sdr	Mehr zum Auswählen und Konfigurieren von Parametern
	🖉 🗌 Funktions-Parameter (volu	
Messstrecke:	🗌 Vm 📕	
✓ n = Mehr	🗆 Vv 📕	Diesen Dialog beim Erstellen einer 'Parametertabelle' öffnen 🗸
	🗌 Vmp 📕	
* Standardeinstellungen		OK Abbrechen

## Abbildung 46 Fenster der Parameterauswahl

ISO	25178 - Pr	imäro	berfläche <sup>[17]</sup>
F: [Ana	alyseablauf] Aus	gerichte	t (LS-Ebene)
S-Filter	r (λs): Keine		
Höhen	-Parameter		
Sq	3.347	μm	
Ssk	0.1172		
Sku	2.817		
Sp	15.70	μm	
Sv	12.11	μm	
Sz	27.81	μm	
Sa	2.694	μm	
Funkti	ons-Paramete	er	
Smr	0.0001985	%	
Smc	4.324	μm	
Sxp	6.233	μm	
Räuml	iche Paramet	er	
Sal	0.03072	mm	
Str	0.8505		
Std	132.5	0	
Ssw	0.007079	mm	

Abbildung 47 Tabelle berechneten Parametern

IX

# Anlagen, Teil 2

n $m$ $n$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	30	40	50	60	100	$\infty$
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	250	251	252	252	253	254
2	18,5	19,0	19,2	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,4	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
3	10,1	9,55	9,28	9,12	$^{9,01}$	$^{8,94}$	8,89	$^{8,85}$	8,81	8,79	8,74	8,70	8,66	$^{8,62}$	$^{8,59}$	8,58	$^{8,57}$	$^{8,55}$	$^{8,53}$
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96	5,91	5,86	5,80	5,75	5,72	5,70	5,69	5,66	5,63
5	$^{6,61}$	5,79	$^{5,41}$	$^{5,19}$	$^{5,05}$	4,95	4,88	$^{4,82}$	4,77	4,74	$4,\!68$	$^{4,62}$	4,56	$^{4,50}$	4,46	$^{4,44}$	4,43	$^{4,41}$	$^{4,37}$
6	5,99	$^{5,14}$	4,76	4,53	4,39	$^{4,28}$	$^{4,21}$	$^{4,15}$	$^{4,10}$	4,06	$^{4,00}$	3,94	3,87	$^{3,81}$	3,77	3,75	3,74	$^{3,71}$	3,67
7	5,59	4,74	$^{4,35}$	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	$3,\!64$	$^{3,58}$	$^{3,51}$	3,44	3,38	$^{3,34}$	$^{3,32}$	$^{3,30}$	$^{3,27}$	$^{3,23}$
8	$^{5,32}$	$^{4,46}$	$^{4,07}$	$3,\!84$	3,69	3,58	$^{3,50}$	$^{3,44}$	$^{3,39}$	$^{3,35}$	$^{3,28}$	$^{3,22}$	$^{3,15}$	3,08	3,04	$^{3,02}$	3,00	2,98	2,93
9	$^{5,12}$	$^{4,26}$	3,86	3,63	3,48	3,37	$^{3,29}$	$^{3,23}$	$^{3,18}$	$^{3,14}$	$^{3,07}$	$^{3,01}$	2,94	2,86	2,83	2,80	2,79	2,76	2,71
10	4,96	$^{4,10}$	3,71	3,48	3,33	$^{3,22}$	$^{3,13}$	3,07	$^{3,02}$	2,98	2,91	$^{2,85}$	2,77	2,70	2,66	2,64	2,62	2,59	2,54
11	4,84	3,98	3,59	3,36	$^{3,20}$	$^{3,10}$	$^{3,01}$	2,95	2,90	2,85	2,79	2,72	$^{2,65}$	2,57	2,53	2,51	$^{2,49}$	2,46	$^{2,40}$
12	4,75	3,88	$^{3,49}$	$^{3,26}$	$^{3,11}$	$^{3,00}$	2,91	$^{2,85}$	$^{2,80}$	2,75	$2,\!69$	2,62	2,54	$^{2,47}$	$^{2,43}$	$^{2,40}$	2,38	$^{2,35}$	$^{2,30}$
13	$^{4,67}$	$^{3,81}$	$^{3,41}$	$^{3,18}$	$^{3,02}$	2,92	2,83	2,77	2,71	2,67	$2,\!60$	2,53	2,46	2,38	2,34	$^{2,31}$	$^{2,30}$	$^{2,26}$	$^{2,21}$
14	$^{4,60}$	3,74	$^{3,34}$	$^{3,11}$	2,96	$^{2,85}$	2,76	2,70	$^{2,65}$	2,60	2,53	2,46	$^{2,39}$	$^{2,31}$	$^{2,27}$	$^{2,24}$	$^{2,22}$	2,19	$^{2,13}$
15	4,54	$3,\!68$	$^{3,29}$	3,06	2,90	2,79	2,71	$2,\!64$	2,59	2,54	2,48	$^{2,40}$	$^{2,33}$	$^{2,25}$	$^{2,20}$	2,18	2,16	2,12	2,07
16	4,49	$^{3,63}$	$^{3,24}$	$^{3,01}$	2,85	2,74	2,66	2,59	2,54	2,49	$^{2,42}$	$^{2,35}$	2,28	2,19	$^{2,15}$	$^{2,12}$	2,11	2,07	2,01
17	4,45	$^{3,59}$	$^{3,20}$	2,96	2,81	2,70	2,61	2,55	2,49	2,45	2,38	$^{2,31}$	$^{2,23}$	2,15	2,10	2,08	2,06	2,02	1,96
18	4,41	$^{3,56}$	$^{3,16}$	2,93	2,77	2,66	2,58	2,51	2,46	$^{2,41}$	2,34	2,27	2,19	2,11	2,06	2,04	$^{2,02}$	1,98	1,92
19	4,38	$^{3,52}$	$^{3,13}$	2,90	2,74	2,63	2,54	2,48	$^{2,42}$	2,38	$^{2,31}$	$^{2,23}$	$^{2,15}$	2,07	$^{2,03}$	2,00	1,98	1,94	1,88
20	4,35	$^{3,49}$	$^{3,10}$	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	$^{2,39}$	$^{2,35}$	2,28	$^{2,20}$	$^{2,12}$	2,04	1,99	1,97	1,95	1,91	1,84
21	4,33	$^{3,47}$	3,07	2,84	2,68	2,57	2,49	$^{2,42}$	2,37	$^{2,32}$	$^{2,25}$	2,18	2,10	2,01	1,97	1,94	1,92	1,88	1,81
22	4,30	3,44	3,05	2,82	2,66	2,55	2,46	$^{2,40}$	2,34	2,30	2,23	2,15	2,07	1,98	1,94	1,91	1,89	1,85	1,78
23	4,28	3,42	3,03	2,80	2,64	2,53	2,44	2,38	2,32	2,27	2,20	2,13	2,05	1,96	1,91	1,88	1,86	1,82	1,76
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,35	2,30	2,25	2,18	2,11	2,03	1,94	1,89	1,86	1,84	1,80	1,73
25	4,24	3,38	2,99	2,76	2,60	2,49	2,40	2,34	2,28	2,24	2,16	2,09	2,01	1,92	1,87	1,84	1,82	1,78	1,71
26	4,22	3,37	2,98	2,74	2,59	2,47	2,39	2,32	2,27	2,22	2,15	2,07	1,99	1,90	1,85	1,82	1,80	1,76	1,69
27	4,21	3,35	2,96	2,73	2,57	2,46	2,37	2,31	2,25	2,20	2,13	2,06	1,97	1,88	1,84	1,81	1,78	1,74	1,67
28	4,20	3,34	2,95	2,71	2,50	2,44	2,30	2,29	2,24	2,19	2,12	2,04	1,96	1,87	1,82	1,79	1,77	1,73	1,65
29	4,18	3,33	2,95	2,70	2,34	2,45	2,30	2,28	2,22	2,18	2,10	2,03	1,95	1,80	1,81	1,11	1,70	1,71	1,04
30 25	4,17	3,32	2,92	2,09	2,00	2,42	2,33	2,21	2,21	2,10	2,09	2,02	1,95	1,84	1,79	1,70	1,74	1,70	1,02
40	4,12	2.02	2,01	2,04	2,40	2,37	2,29	2,22	2,10	2,11	2,04	1,90	1,00	1,79	1,74	1,70	1,00	1,04	1,50
40	4,08	3,20	2,04	2,01	2,40	2,34	2,20	2,10	2,12	2,08	2,00	1,92	1,04	1,74	1,09	1,00	1,04	1,59	1.01
40 50	4,00	3,20	2,01	2,56 2.56	2,42	2,31	2,22	2,13	2,10	2,05	1.97	1,90	1,01	1.69	1,00	1,03	1,00	1,55	1.44
60	4,00	3 15	2,15	2,50	2,40	2,29	2,20	2,13	2,07	1.00	1,90	1.84	1,70	1,05	1,00	1,00	1,50	1,52	1,44
70	3.08	3 13	2,10	2,52	2,37	2,20	2,17	2,10	2,04	1,99	1,92	1.81	1,70	1,00	1,55	1,50	1,50	1,40	1.35
80	3.96	3 11	2,14	2,00	2,33	2,20	2,14	2,07	2,02	1.95	1.88	1 70	1.70	1.60	1.54	1.51	1.48	1.43	1.32
90	3.95	3 10	2,12	2,43	2,33	2,21 2 20	2,13	2,00	1 99	1.94	1.86	1 78	1.60	1.50	1.53	1 49	1.47	1 41	1.30
100	3.94	3.00	2,11	2,46	2,31	2,20	2,11	2,04	1.98	1.93	1.85	1 77	1.68	1.57	1.51	1.48	1.45	1.39	1.28
$\infty$	3,84	3,00	2,60	2,37	2,31 2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83	1,75	1,67	1,57	1,46	1,39	1,35	1,32	1,23 1,24	1,01

Abbildung 48 Ausgewählte Zahlenwert zur F-Verteilung 95%

Anzahl der Messwerte	Vertrauensniveau	Vertrauensniveau	Vertrauensniveau			
m	$P = (1-\alpha) =$	$P=(1-\alpha)=95\%$	$P = (1-\alpha) =$			
n n	68,3 %	(2 s-Grenzen)	99,73 %			
	(1 s-Grenzen)		(3 s-Grenzen)			
	t	t	t			
3	1,32	4,30	19,21			
5	1,15	2,78	6,62			
6	1,11	2,57	5,51			
8	1,08	2,36	4,53			
10	1,06	2,26	4,09			
15	1,04	2,15	3,67			
20	1,03	2,09	3,45			
30	1,02	2,05	3,28			
50	1,01	2,01	3,16			
100	1,00	1,98	3,08			
200	1,00	1,97	3,04			
≫200	1,00	1,96	3,00			

Abbildung 49 Ausgewählte Zahlenwerte zur t-Verteilung für zweiseitigen Vertrauensbereich

## Anlagen, Teil 3

Importfile.m in MATLAB:

```
    function Alu400005x05mm = importfile1(filename, dataLines)

2. %IMPORTFILE1 Import data from a text file
3.
           %
                       ALU400005X05MM = IMPORTFILE1(FILENAME) reads data from text file
4. %
                       FILENAME for the default selection. Returns the numeric data.
5.
           %
6. % ALU400005X05MM = IMPORTFILE1(FILE, DATALINES) reads data for the
7. % specified row interval(s) of text file FILENAME. Specify DATALINES as
8. % a positive scalar integer or a N-by-2 array of positive scalar
9. % integers for dis-contiguous row intervals.
10.%
11.% Example:
12. % Alu400005x05mm = importfile1("D:\Program Files\MATLAB\Bachelorar-
           beit\Alu_4000_0,5x0,5mm.csv", [3, Inf]);
13. %
14.% See also READTABLE.
15.%
16. % Auto-generated by MATLAB on 2021-04-21 23:04:03
17.
18. %% Input handling
19.
20. % If dataLines is not specified, define defaults
21. if nargin < 2
22.
                          dataLines = [3, Inf];
23. end
24.
25. %% Set up the Import Options and import the data
26. opts = delimitedTextImportOptions("NumVariables", 25, "Encoding", "UTF-8");
27.
28. % Specify range and delimiter
29. opts.DataLines = dataLines;
30. opts.Delimiter = ";";
31.
32. % Specify column names and types
33. opts.VariableNa-
            mes = ["Var1", "Var2", "Var3", "Sq", "Ssk", "Sku", "Sp", "Sv", "Sz", "Sa", "Smrc1
mUnterHchstemPunkt", "Smcp10", "Sxpp50Q975", "Sals02", "Strs02", "StdReferenzWin-
kel0", "Ssw", "Sdq", "Sdr", "Vmp10", "Vvp10", "Vmpp10", "Vmcp10Q80", "Vvcp10Q80",
                "Vvvp80"];
34. opts.SelectedVariableNa-
            mes = ["Sq", "Ssk", "Sku", "Sp", "Sv", "Sz", "Sa", "Smrc1mUnterHchstem-
Punkt", "Smcp10", "Sxpp50Q975", "Sals02", "Strs02", "StdReferenzWin-
kel0", "Ssw", "Sdq", "Sdr", "Vmp10", "Vvp10", "Vmpp10", "Vmcp10Q80", "Vvcp10Q80",
               "Vvvp80"];
35. opts.VariableTypes = ["string", "string", "string", "double", 
            ble", "double", "doub
36.
37. % Specify file level properties
38. opts.ExtraColumnsRule = "ignore";
39. opts.EmptyLineRule = "read";
40.
41. % Specify variable properties
```

```
42. opts = setvaropts(opts, ["Var1", "Var2", "Var3"], "WhitespaceRule", "pre-
serve");
43. opts = setvaropts(opts, ["Var1", "Var2", "Var3"], "EmptyFieldRule", "auto");
44. opts = set-
varopts(opts, ["Sq", "Ssk", "Sku", "Sp", "Sv", "Sz", "Sa", "Smrc1mUnter-
HchstemPunkt", "Smcp10", "Sxpp50Q975", "Sals02", "Strs02", "StdRefer-
enzWinkel0", "Ssw", "Sdq", "Sdr", "Vmp10", "Vvp10", "Vmpp10", "Vmcp10Q80", "Vvcp1
0Q80", "Vvvp80"], "DecimalSeparator", ",");
45. opts = set-
varopts(opts, ["Sq", "Ssk", "Sku", "Sp", "Sv", "Sz", "Sa", "Smrc1mUnter-
HchstemPunkt", "Smcp10", "Sxpp50Q975", "Sals02", "Strs02", "StdRefer-
enzWinkel0", "Ssw", "Sdq", "Sdr", "Vmp10", "Vvp10", "Vmpp10", "Vmcp10Q80", "Vvcp1
0Q80", "Vvvp80"], "ThousandsSeparator", ".");
46.
47. % Import the data
48. Alu400005x05mm = readtable(filename, opts);
49.
50. %% Convert to output type
```

```
51. Alu400005x05mm = table2array(Alu400005x05mm);
```

```
52. end
```

AD.mlx in MATLAB:

```
1. Sq=ans(:,1);
2. [hSq,p,adstat,cv] = adtest(Sq)
3.
4. Ssk=ans(:,2);
5.
   [hSsk,p,adstat,cv] = adtest(Ssk)
6.
7. Sku=ans(:,3);
8. [hSku,p,adstat,cv] = adtest(Sku)
9.
10. Sp=ans(:,4);
11. [hSp,p,adstat,cv] = adtest(Sp)
12.
13. Sv=ans(:,5);
14. [hSv,p,adstat,cv] = adtest(Sv)
15.
16. Sz=ans(:,6);
17. [hSz,p,adstat,cv] = adtest(Sz)
18.
19. Sa=ans(:,7);
20. [hSa,p,adstat,cv] = adtest(Sa)
21.
22. Smr=ans(:,8);
23. [hSmr,p,adstat,cv] = adtest(Smr)
24.
25. Smc=ans(:,9);
26. [hSmc,p,adstat,cv] = adtest(Smc)
27.
28. Sxp=ans(:,10);
29. [hSxp,p,adstat,cv] = adtest(Sxp)
30.
31. Sal=ans(:,11);
32. [hSal,p,adstat,cv] = adtest(Sal)
33.
34. Str=ans(:,12);
35. [hStr,p,adstat,cv] = adtest(Str)
36.
37. Std=ans(:,13);
38. [hStd,p,adstat,cv] = adtest(Std)
39.
40. Ssw=ans(:,14);
41. [hSsw,p,adstat,cv] = adtest(Ssw)
42.
43. Sdq=ans(:,15);
44. [hSdq,p,adstat,cv] = adtest(Sdq)
45.
46. Sdr=ans(:,16);
47. [hSdr,p,adstat,cv] = adtest(Sdr)
48.
49. Vm=ans(:,17);
50. [hVm,p,adstat,cv] = adtest(Vm)
51.
52. Vv=ans(:,18);
53. [hVv,p,adstat,cv] = adtest(Vv)
54.
55. Vmp=ans(:,19);
56. [hVmp,p,adstat,cv] = adtest(Vmp)
57.
58. Vmc=ans(:,20);
59. [hVmc,p,adstat,cv] = adtest(Vmc)
60.
61. Vvc=ans(:,21);
62. [hVvc,p,adstat,cv] = adtest(Vvc)
63.
```

```
64. Vvv=ans(:,22);
65. [hVvv,p,adstat,cv] = adtest(Vvv)
```

# Selbstständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Verwendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe.

Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Mittweida, den 04.06.2021

Tao Zhang